## 19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-167332

⑤Int.Cl.⁴

織別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)7月3日

C 98 G 73/10

101 NTF

8016-4J

審査請求 未請求 請求項の数 92 (全31頁)

❷発明の名称

4, 4'ービス〔2ー (アミノ (ハロ) フエノキシフェニル) ヘキ サフルオロイソプロピル〕 ジフエニルエーテルから得られた重合体

②特 願 昭63-295927

**②出 願昭63(1988)11月22日** 

優先権主張

發1987年11月24日發米国(US)到124,704

@発明者

62 発 明 者

少元 为 者

ヴェルナー・エイチ・

アメリカ合衆国テキサス州、コーパス・クリステイ、イー グルスネスト・ベイ・ドライブ13825

ミユラー

デイネシュ・エヌ・カ

アメリカ合衆国ロードアイランド州、ウエスト・ワーウイ ツク、マスケツト・アヴェニユー39

ンナ

ヘキスト・セラニー

アメリカ合衆国ニユージャージー州、サマヴィル、ルート

202-206/-ス(番地なし)

⑦出 願 人 ②代 理 人

ズ・コーポレーション 弁理士 広瀬 章一

最終頁に続く

#### 明 福 書

### 1.発明の名称

4.4'ーピス { 2 ー (アミノ (ハロ) フェノキシ フェニル) ヘキサフルオロイソプロピル] ジフェ ニルエーテルから得られた重合体

### 2.特許請求の範囲

## (1) 一般式:

で示される構造の基を有するポリイミド重合体。 上記式中、 a は反復器の数を意味し; Q は、

を意味し: X は水煮もしくはハロゲンであり; そして R は炭素数 4 以上の 4 値有機器を意味する。 (2) R が下記の群から選ばれた器を意味する、競球項1 記載のポリイミド。

式中、8:は炭素-炭素結合、-0-、-5-

 $-q-(CH_2-CH_2-0)_{\pm}-$ ,  $-0-(CF_2)_{\pm}-0+$ ,

$$-co-o-\left(\bigcirc -c\frac{1}{c}co- \cdot -\frac{c^{2}}{c^{2}}^{2}\bigcirc -o-\bigcirc -\frac{c^{2}}{c^{2}}^{2}\right)$$

ただし、Pzは炭素一変素結合、一Sー、一50gー、

 $R_{z}$ は、ハロゲン、ヒドロキシ、低級( $G_{1}\sim G_{o}$ ) アルキルまたは低級( $G_{1}\sim G_{o}$ ) アルコキシ基であり:ロは $0\sim 2$  であり:r は  $1\sim 4$  であり:s は  $1\sim 5$  である。

(3) Qが下記構造で示される基を意味する、請求 項 L 記載のポリイミド。

(4) Qが下記構造で示される基を意味する、請求 項2記載のポリイミド。

$$-s\sigma_2-, -c\sigma_{-}, -(c\pi_2)_{\Sigma^{-}}, -c\pi_{-}, -(c\pi_2)_{\Sigma^{-}}, -c\pi_{-}, -(c\pi_2)_{\Sigma^{-}}, -c\pi_{-}, -c\pi_{$$

-0-(CF2-CF2-0)+-, -0-(CF2)-0-,

$$-\infty - 0 - \left( \bigcirc - 0 \right)^{E} - 0 - \left( \bigcirc - \frac{c_{1}}{c_{2}} \bigcirc - 0 - \bigcirc - \frac{c_{1}}{c_{2}} \bigcirc - 0 - \bigcirc - \frac{c_{1}}{c_{2}} \bigcirc - 0 - \bigcirc - \frac{c_{2}}{c_{2}} \bigcirc - 0 - \bigcirc - 0 - \bigcirc - \frac{c_{2}}{c_{2}} \bigcirc - 0 - \bigcirc - 0 - \bigcirc - \frac{c_{2}}{c_{2}} \bigcirc - 0 - \bigcirc - 0 - \bigcirc - \frac{c_{2}}{c_{2}} \bigcirc - 0 - \bigcirc$$

ただし、Raは表示一変素結合、~5~、-50;-、

(5) 一般式:

で示される構造の基を有するポリアミド酸重合体。 上記式中、Aは反復基の数を意味し:Qは、

を意味し; X は水素もしくはハロゲンであり; R は炭素数 4 以上の 4 値有機器を意味し; そして B' は水素もしくは 1 値有機器を意味する。

(5) Rが下記の群から遺ぼれた器を意味する、請求項5起戦のポリアをド酸量合体。

式中、8gは股第一提業結合、-0-、-5-、

 $R_*$ は、ハロゲン、ヒドロキシ、低級( $C_1 \sim C_*$ ) アルキルまたは低級( $C_1 \sim C_4$ ) アルコキシ基であり;mは $0 \sim 2$  であり;rは $1 \sim 4$  であり;sは $1 \sim 5$  である。

(7) Qが下記博達で乗される基を意味する、請求 項5記載のポリアミド酸量合体。

(8) Qが下記構造で采される菌を意味する、請求 項6 記載のポリアミド酸重合体。

(9) 一般式: H<sub>z</sub>NーQーNH<sub>z</sub> (式中、Qは

を意味し;そしてXは水素もしくはハロゲンである)で示されるファ素含有ジアミンと、一般或:

(式中、Rは炭素数4以上の4個有機器を意味する) で示される少なくとも1種の二額水物とを反応させることにより得られた、ポリアミド酸量合体。

(10) 前記二無水物が下記化合物群から選ばれたものである、諸求項 9 紅鹿のポリアミド酸重合体。

L, 2, 4,5ーペンゼン四カルボン酸二無水物;

1.2.3.4-ベンゼン区カルボン酸二無水物;

1.4-ピス(2,3-ジカルボキシフェノキシ) ベンゼン二無水物;

1,3-ピス(3.4ージカルボキシフェノキシ) ベン

ゼン二無水物;

ン酸二無水物:

1,2,4,5-ナフタレン図カルボン酸二無水物:
1,2,5,6-ナフタレン図カルボン酸二無水物;
1,4,5,8-ナフタレン図カルボン酸二無水物;
2,3,6,7-ナフタレン図カルボン酸二無水物;
2,6-ジクロロナフタレン~1,4,5,8-図カルボ

2,7-ジクロロナフタレン-1.4.5.8-四カルボン酸二無水物:

2.3.6.7ーナトラクロロナフタレンー1,4.5.8ー 四カルボン酸二無水物;

3,3',4,4'ージフェニル四カルボン酸二無水物:
2,2',3,3'ージフェニル四カルボン酸二無水物;
4,4'ーピス(3,4ージカルボキシフェノキシ) ジフェニル二無水物:

ピス(2.3-ジカルボキシフェニル) エーナル二無 、 水物:

4.4'ービス(2.3ージカルボキシフェノキシ) ジフェニルエーテル二無水勢:

4.4'ーピス(3.4ージカルボキシフェノキシ) ジフ

ェニルエーテル二無水物:

ピス(3,4ージカルポキシフェニル) スルフィドニ 無水物:

4,4'ーピス(2,3ージカルボキシフェノキシ) ジフェニルスルフィド二無水物:

4,4' ーピス(3,4ージカルボキシフェノキシ) ジフェニルスルフィドニ無水物:

ビス(3.4ージカルボキシフェニル) スルホン二無 上悔・

4.4'ーピス(2.3ージカルボキシフェノキシ) ジフェニルスルホン二無水物:

4,4'ービス(3,4ージカルポキシフェノキシ) ジフェニルスルホン二無水物:

8.3',4,4'ーベンゾフェノン四カルボン酸二無水 物:

2.2'.3,3'ーベンゾフェノン四カルボン酸二無水

2.4.3',4'~ベンゾフェノン四カルボン酸二無水 物:

4.4'ーピス(3,4ージカルボキシフェノキシ) ベン

ゾフェノン二無水物;

ピス(2.3-ジカルボキシフェニル) メタン二級水物・

ピス(3.(-ジカルボキシフェニル) メタン二無水 物:

1.1-ピス(2.3-ジカルポキシフェニル) エダン 二編水物:

1.1-ピス(3.4-ジカルボキシフェニル) エタン 二級水物:

1,2-ビス(3.4-ジカルボキシフェニル) エタン 二無水勢:

2,2-ビス(2,3-ジカルボキシフェニル) プロパン二無水物;

2.2-ピス(3.4-ジカルボキシフェニル) プロパ ソニ無水物 :

2,2-ピス [ 4 - (2,3-ジカルボキシフェノキ

シ)フェニル〕プロパン二無水物;

2.2-ビス【4-(3.4-ジカルボキシフェノキ

シ) フェニル] プロパン二無永衡:

4-(2.8-ジカルボキシフェノキシ) -4'-(3.4

ージカルボキシフェノキシ) ジフェニルー2,2ー プロパン二無水物:

2,2-ビス [4-(3,4-ジカルボキシフェノキシ -3,5-ジメチル) フェニル] プロペン二無水物:

1.2,3.4ープタン四カルボン酸二無水物:

1,2,3,4ーシクロペンタン四カルボン酸二無水物;

2.3.4.5ーチオフェン四カルボン酸二無水物;

2.3.4.5-ピロリジン四カルボン酸二無水物;

2,3,5,6-ピラジン四カルボン酸二無水物:

1.8.9.10-フェナントレン脳カルボン酸二無水物:

3.4.9.10ーペリレン四カルボン酸二無水物;

2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン二無水動:

1.3ービス(3,4ージカルボキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン二無水物:

1.1-ピス(3,4-ジカルボキシフェニル) -1-フェニル-2,2,2-トリフルオロエタン二級水物; 2,2-ピス (4-(3,4-ジカルボキシフェノキ シ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン二級水物;

H:N-A-NH: (式中、Aは2個有機 基を意味する)で示される少なくとも1種のジア ミンと、一般式:

(式中、Rは更素数4以上の4條有機基を意味する)で示される少なくとも1種の芳香族二無水物とを皮広させることにより得られた、コポリアミド酸素合体。

(14) A が下記の時から選ばれた基を意味する、鏡 求項13記載のコポリアミド設置合体。

式中、Raは炭漿ー炭素結合、-0-、-5-、

1.1-ビス [4-(3,4-ジカルボキシフェノキ シ〉フェニル] -1-フェニル-2.2.2-トリフルオ ロエタン二無水物。

(11)Qが下記構造で示される基を意味する、請求項9記載のポリアミド酸量合体。

(12) Qが下記構造で示される基を意味する、請求 項10記載のポリアミド酸量合体。

(18) 一般式: H:N-Q-NH: (式中、Qは

を意味し;そしてXは水素もしくはハロゲンである)で赤されるフッ素含有ジアミンと、一般式:

-0-(CH2-CH2-0)\_-, -0-(CF2)\_-0-,

$$-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1$$

ただし、Reは炭素-炭素結合、-s--。

 $R_*$ は、ハロゲン、ヒドロキシ、低級( $C_1 \sim C_*$ )フルキルまたは低級( $C_1 \sim C_*$ )フルコキシ基であ

り;mは0~4であり;rは1~4であり;sは 1~5であり;uは0~8である。

(15) Qが下記構造で示される基を意味する、請求 項13記載のコポリアミド酸量合体。

(18) Qが下記構造で示される基を意味する、請求項14記載のコポリフミド盛堂合体。

- (17) 請求項13記録のコポリアミド酸重合体から得られたコポリイミド。
- (18) 請求項14記載のコポリアミド酸量合体から得られたコポリイミド。
- (19) 請求項15記載のコポリアミド股重合体から得られたコポリイミド。
- (20) 請求項16記載のコポリアミド酸重合体から得られたコポリイミド。

式中、Pz社炭素-炭素結合、~0~、-S~、

$$-so_{2^{-}}, -co_{-}, -(cs_{2})_{2^{-}}, -cs_{-}, -c_{-}, -(cr_{2})_{2^{-}}, -c_{-}, -c_{-}, -c_{-}$$

-0-(CE2-CE2-0),-, -0-(CF2),-0-,

・ ただし、Raは炭素-炭素結合、~S~、~S0±~、

(21) 一般式: H<sub>z</sub>N - Q - N H<sub>z</sub>

(式中、Qは

を意味し、そしてXは水震もしくはハロゲンである)で示されるフッ素含有ジアミンと、

(式中、Rは炭素飲く以上の4個有機基を;そしてR.は水素もしくは1個有機基を意味する)で示される四カルボン酸もしくはその誘導体と、

将媒と、を含有する組成物。

(22) Rが下犯の群から選ばれた基を意味する、講求項21記載の級成物。

R.は、ハロゲン、ヒドロキシ、低級( $C_1 \sim C_4$ )アルキルまたは低級( $C_4 \sim C_5$ )アルコキシ基であり:nは  $0 \sim 2$  であり:rは  $1 \sim 4$  であり:sは  $1 \sim 5$  である。

(28) Qが下記構造で示される基を意味する、請求 項21記載の組成物。

(24) Qが下記構造で派される基を意味する、精求 項22記載の組成物。

(25)溶媒がプロビレングリコールメチルエーテルである、請求項21記載の組成物。

(26) 溶媒がプロピレングリコールメチルエーチル

である、清水填22記載の組成物。

(27) 溶媒がプロピレングリコールメチルエーテルである、精求項23記載の組成物。

(28) 溶媒がプロピレングリコールメテルエーテル である、請求項24記載の組成物。

(29)下記株造の基を有するボリアミド重合体。

式中、aは灰復基の数を意味し;Qは、

を意味し;Xは水器もしくはハロゲンであり;そしてYは2個有機器を意味する。

(30) Yが下記の群から遺ばれた蓄を意味する、請求項29記載のポリアミド量合体。

式中、R4は炭素-炭素結合、-0-、+5-、

 $R_a$ は、ハロゲン、ヒドロキシ、保板  $(C_1 \sim C_a)$  アルキルまたは低級  $(C_1 \sim C_a)$  アルコキシ語であり:mは $0 \sim 4$ であり:rは $1 \sim 4$ であり;sは $1 \sim 5$ であり;uは $0 \sim 6$ である。

(81) Qが下記構造で示される基を意味する、請求 項29記載のポリアミド賞合体。

(32) Qが下記構造で示される基を意味する、静求 項30記載のポリアミド量合体。

(33) - 後式: H<sub>z</sub>N - Q - N H<sub>z</sub> (式中、Qは

-0-(CH2-CH2-0);-, -0-(CF2);-0-,

$$-\infty - 0 - \left(\bigcirc - 0 \xrightarrow{-}_{F} co - \cdot - - \underbrace{-\frac{r^{2}}{c}}_{cr_{3}} \bigcirc - 0 - \bigcirc - \underbrace{-\frac{r^{2}}{c}}_{cr_{3}}$$

ただし、Roは炭素一炭素結合、一Sー、

を意味し;そしてXは水素もしくはハロゲンである)で示されるフッ素含有ジアミンと、一般式:

XOOC-Y-COOX (式中、Xは水気またはハロゲンであり; Yは2価有機基を意味する)で示される少なくとも1種のジカルボン酸もしくはその誘導体、とを反応させることにより得られたボリアミド量合体。

(34)前記ジカルボン酸が下記化合物群から選ばれたものである、精球項33記載のポリアミド重合体。フタル酸:イソフタル酸:テレフタル酸:ピフェニルー3.3'ージカルボン酸:ピフェニルー4.4'ージカルボン酸:ピス(3ーカルボキシフェニル)メタン:ピス(4ーカルボキシフェニル)プロパン:2.2ーピス(4ーカルボキシフェニル)プロパン:ナフタレンー2.6ージカルボン酸:ピス(4ーカルボキシ

## 特開平1-167332(プ)

フェニル) エーチル;ピス(3ーカルポキシフェニ ル) スルフィド: ピス(リーカルボキシフェニル) スルフィド;ピス(3ーカルボキシフェニル) スル ホン:ピス(4ーカルボキシフェニル) スルホン: 1.4-シクロヘキサンジカルボン酸、ペンタンニー 酸;ヘキサン二酸:1.4-フェニレンジエタン 酸; 2,4ーフランジカルボン酸; 1,4ーピス(4ー カルボキシフェノキシ) フェニレン: 1.1ービス (4ーカルボキシフェニル) ー1ーフェニルー2,2, 2 ~トリフルオロエタン;ピス(4ーカルポキシフ . エニル) メチルホスファン・オキシド;4,4'ージ カルボキシテトラフェニルシラン:5~tertープ チルイソフタル酸(5ープロモイソフタル酸:5 ークロロイソフタル酸:5-フルオロイソフタル 酸: 2.2ーピス(4ーカルポキシフェニル) ヘキサ フルオロプロパン: 2.2-ピス [ 4 - (4-カルボ キシフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロ パン:および 1.1ーピス [4-(4-カルボキシフ ェノキシ) フェニル] - 1 - フェニルー2,2,2 -トリフルオロエタン。

(式中、Xは水素またはハロゲンであり; Yは2 磁有機器を意味する)で果される少なくとも1種 のジカルボン酸もしくはその誘導体、とを反応を せることにより得られたコボリアミド重合体。 (38) Qが下記構造で示される基を意味する、諸求、 項37配載のコボリアミド重合体。

(39)下記一模式で示される構造を有する付加型ポリイミドプレポリマー。

上記式中、 血は 0 ~ 4 であり; Rは炭素致 4 以上の 4 価有機基を意味し; Qは、

(35) Qが下記構造で来される基を意味する、請求項33記載のポリアミド電合体。

(36) Qが下記構造で示される基を意味する、請求 項34記載のポリアミド宣合体。

(37) — 般式: H<sub>2</sub>N — Q — N H<sub>2</sub> (式中、Qは

を意味し;そしてXは水素もしくはハロゲンである)で示されるフッ歳含有ジアミンと、一般式:

H:N-A-NH: (式中、Aは2値有機 基を意味する)で示される少なくとも1種のジア ミンと、一般式: X00C-Y-C00X

> を意味し; X は水洗もしくはハロゲンであり; g. は.

であり;ただし、 R。 は水素、ハロゲンもしくは 低級( $G_1 \sim G_2$ )アルキル差; R。 は  $H_2C = C - Z - \gamma$ 

R。は引もしくは R。; R。は H もしくはGB。; Zは一(GR<sub>2</sub>)。一、ならびに t は G  $\sim$  4、をそれぞれ意味する。

(40) Qが下記構造で示される基を意味する、請求 項39能載のポリイミドプレポリマー。

(41)下記一般式で示される構造を有するピスナジ ミドプレポリマー。

## 特間平1-167332(8)

上記式中、 c は 0 ~ 4 であり; R は炭素数 4 以上の 4 価有機基を意味し; Q は、

を意味し: Xは水素もしくはハロゲンである。 (42) Qが下記構造で示される器を意味する、請求 項41記載のピスナジミドブレポリマー。

(43)ナジン酸エステルと、

一般式: HiN-Q-NH: (式中、Qは

を意味し;そしてXは水漿もしくはハロゲンであ

上記式中、 n は 0 ~ 4 であり; R は炭素数 4 以上の 4 福有機基を意味し; Q は、

を意味し:Xは水素もしくはハロゲンであり; R。は水素、ハロゲンもしくは価酸(C:~Ca)フルキル基である。

(48) Qが下記構造で示される基を意味する、錯求 項47記載のピスマレイミドプレポリマー。

(49)下記一般式で示される構造を有する付加型ポリイミドプレポリマー。

上記式中、nは1~5であり:Rは炭素数4以上

る)で示されるフッ楽合有ジアミンと、

四カルボン酸二酸・ニエステルと、を含有する組成物。

(44) プロピレングリコールメチルエーテルをさら に含有する、請求項43記載の組成物。

(45) Qが下記線造で示される基を意味する、請求 項43記載の組成物。

(46) Qが下記構造で示される基を意味する、請求 項44記載の組成物。

(47)下記一般式で示される構造を有するピスマレイミドプレポリマー。

$$\begin{bmatrix} x_b & y_b \\ y_b & y_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_b & y_b \\ y_b & y_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_b & y_b \\ y_b & y_b \end{bmatrix}$$

の4個有機器を意味し:Qは、

を意味し:Xは水素もしくはハロゲンであり;

であり:  $R_{n}$  は日または  $-\frac{R_{n}}{2}$  であり:  $R_{n}$  は日、 $-0-C_{n}R_{n}$  または  $-0-C_{n}R_{n}$  であり: Wは -0-、-S-、 $-SO_{n}-$ 、-CO-、 $-CR_{n}-$ 、 $-C(CR_{n})_{n}-$  または  $-C(CR_{n})_{n}-$  である。

(50) Qが下記構造で示される基を意味する、請求 項49記載のポリイミドプレポリマー。

(51)下記一盤式で示される構造を有するアセチレン環境イミドオリゴマー。

## 特閒平1-167332(9)

上記式中、mは1~5であり;tは3~4であり;Rは炭素数4以上の4備有機基を意味し;Q

(52) Qが下記構造で示される基を意味する、請求項51記載のイミドオリゴマー。

上記式中、 n は 1 ~ 5 であり: R は炭素数 4 以上の 4 価有機差を意味し: Q は、

を意味し;又は水増もしくはハロゲンである。 (58)Qが下記構造で示される基を意味する、精求 項55記載のピス (アミノーイミド) 化合物。

(57)エポキシ樹脂と請求項65記載のピス(アミノーイミド)化合物とを含有する組成物。

(58)エボキシ樹脂と静求項56記載のピス (アミノーイミド) 化合物とを含有する経成物。

(59)エポキシ樹脂と、一般式:

H:N-Q-NH: (式中、Qは

(53)下記一般式で示される構造を有するペンゾシ クロプテン置換イミドオリゴマー。

上記式中、nは1~5であり;Rは炭素数4以上の4個有機器を意味し;Qは、

を意味し:Xは水景もしくはハロゲンである。 (54) Qが下記構造で示される益を意味する、請求 項53記載のイミドオリゴマー。

(55)下記一般式で示される構造を有するピス(ナミノーイミド)化合物。

を意味し;そしてXは水素もしくはハロゲンである)で示される構造を有するフッ素含有ジアミンと、を含有する組成物。

(60) Qが下記構造で示される基を意味する、請求 項59記載の組成物。

(61)請求項1配職のポリイミドと、2以上の未端エチレン性不飽和基を含有する光量合性化合物と、光重合開始剤と、を含有する感光性組成物。

(62) 請求項 5 記載のポリアミド酸重合体と、 2 以上の未増エテレン性不能和基を含有する光質合性化合物と、光重合能始剤と、を含有する恋光性組成物。

(63)請求項 5 記載のポリアミド酸重合体と、感光性オルトキノンジアジドもしくはオルトナフトキノンジアジドとを含有する感光性組成物。

(64) 請求項39記載のポリイミドプレポリマーから 得られたポリイミド重合体。 (65)請求項40記載のポリイミドプレポリマーから 得られたポリイミド重合体。

(66) 請求項41記載のピスナジミドプレポリマーから得られたポリイミド重合体。

(87) 錆求項42記載のピスナジミドプレポリマーから得られたポリイミド重合体。

(68) 請求項47記載のピスマレイミドプレポリマー から得られたポリイミド重会体。

(69) 請求項48記載のピスマレイミドプレポリマー から得られたポリイミド重合体。

(70) 請求項49記載のポリイミドプレポリマーから 得られたポリイミド熏合体。

(71) 請求項50記載のポリイミドプレポリマーから 得られたポリイミド宣合体。

(72)請求項51記載のイミドオリゴマーから得られたポリイミド量合体。

(73) 請求項52記載のイミドオリゴマーから得られたポリイミド重合体。

(74) 請求項53記載のイミドオリゴマーから得られたポリイミド重合体。

(85) 精求項41記載のピスナジミドプレポリマーから観逸された物品。

(86) 請求項47記載のピスマレイミドプレポリマーから製造された物品。

(87)請求項49紅轍のポリイミドプレポリマーから 製造された物品。

(88) 請求項51記載のイミドオリゴマーから製造された物品。

(B9)請求項53記載のイミドオリゴマーから製造された物品。

(90) 滞剤可溶性の熱可塑性ポリイミド重合体と、 請求項89記載の付加型ポリイミドプレポリマーか ら得られた熱硬化ポリイミド重合体とを含有する、 重合体組成物。

(91) 溶剤可溶性の熱可微性ポリイミド重合体と、 請求項49記載の付加型ポリイミドプレポリマーか ら得られた熱硬化ポリイミド重合体とを含有する、 重合体組成物。

(92)請求項1記載のポリイミド重合体と、下記簿 造: (75)請求項54記載のイミドオリゴマーから得られたポリイミド**建合体。** 

(76)請求項1記載のポリイミド重合体から製造された物品。

(77)請求項5記載のポリアミド酸重合体から製造された物品。

(78)請求項9記載のポリアミド酸重合体から製造された物品。

(79)請求項13記載のコポリアミド酸量合体から製 適された動品。

(86) 緯水項17記載のコポリイミドから製造された 物品。

(81)請求項29記載のポリアミド重合体から製造された動品。

(B2) 請求項38記載のポリアミド重合体から製造された物品。

(83)請求項37記載のコポリアミド重合体から製造された物品。

(84) 請求項39記載のポリイミドプレポリマーから 製造された物品。

(式中、 R、 は水素、ハロゲンもしくは価級 (C; ~C;) アルキル益: R。は B₂C−C−2− :

R. は日もしくは R. ; R. は日もしくはCE:;
R. は日もしくは - R: ; B: は日、
-0-C.E: または-0-C.E.-SO:-C.E:;
Wは -0-、-S-、-SO:-、-CO-、
-CE:-、-C(CE:):-もしくは-C(CF:):-;
Zは-(CE:):-; ならびに は 0 ~ 4 をそれぞれ意味する) で示される反応性未端封鎖器を有する付加型ポリイミドモノマニ、オリゴマーもしくはプレポリマーから得られた熱硬化ポリイミド重合体とを含有する重合体組成物。

#### 3.発売の詳細な説明

### [慶乗上の利用分野]

本発明は、融点が低く、海解性が良く、機電率が低く、熱安定性および熱酸化安定性に優れ、そして加工特性が改善された、新規なフッ素合有ポリイミド、ポリアミド酸/エステル、ポリアミド、付加型ポリイミドおよびイミドオリゴマーに関する。

#### 「往来の技術」

ボリイミドは、その強韧さ、低密度、熱安定性、 光安定性および機械的強度により、航空宇宙産業 およびエレクトロニクス産業に広く使用されてい る。しかし、ボリイミドは加工が難しいことが認 められている。この加工性の問題は、ボリイミド が慣用の一般棒媒のほとんどに不溶であることに 原因がある。使って、安定性は小さいが、溶解性 がより高いボリアミド酸中間体から製品を形成し、 次いでイミド化することで目的とする最終製品を 得ることが行われてきた。この方法の欠点は、ポリアミド酸のイミド化時に進程した水により、最 することである。 別の方法は、反応性未嫌基を有する完全にイミ ド化したプレポリマーを利用する方法である。こ の方法では、イミド化時に生成する水は、プレポ リマーの最終的な硬化の前に除去される。得られ

終製品に望ましくないポイドもしくは恵間不規則

性(関凸)が生ずるため、その繊維的物質が任下

たポリイミド製品は通常は無硬化プラスチックで ある。しかし、イミド化プレポリマーの溶解度は 望ましい程度には達しない。

ジアミンもしくはご無水物のいずれかのコモノマーにヘキサフルオロイソプロピリデン結合基を1個持っているポリイミドが優れた溶解特性を示すことが報告されている。いくつかの特許にこの種のジアミンから得られたボリィミドが開示されている。例えば、Rogarsの米国特許第3,356,648号には2,2ーピス(4ーアミノフェニル) ヘキサフルオロプロパンから製造されたボリイミドが開示され:BuPontらの米国特許第4,592,925号には2,2ーピス(3ーアミノフェニル) ヘキサフルオロブ

ロバンから製造されたボリイミドが閉示され; Joses らの米国特件第 4.111,905号には 2.2ーピス [4ー(4ーアミノフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロバンから製造されたボリイミドが開示され; そしてJases らの米国特件第 4,477,648 . 号には 2.2ーピス [(2ーハロー4ーアミノフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロバンから製造されたボリイミドが開示されている。

### [発明が解決しようとする課題]

本発明は、物解皮および加工特性が改善された ポリイミドおよびポリアミドを提供することを目 指したものである。

### [課題を解決するための手段]

本発明によれば、ポリイミドおよびポリアミドの接觸度および加工特性の改善が、重合体質に、2個のヘキサフルオロイソアロピリデン結合基を持っている新規な芳香族ジアミン化合物を導入することにより連載される。このジアミン化合物は下配一般式により示すことができる。

式中、Xは水素またはハロゲンである。好ましいジアミンは、4.4 ーピス [((ーアミノフェノキシフェニル) ヘキサフルオロイソプロピル] ジフェニルエーテルである。本発明のポリイミドは、上記ジアミンを因カルポン酸もしくはその誘導体と反応させることにより製造される。本発明のポリアミドは、上記ジアミンをジカルボン酸の酸塩化物と反応させることにより製造される。本発明のポリイミドは装電率が低いことも判明した。

別の無機において、本発明により、新規なモノマー、オリゴマー、およびこれらの対応する付加型ポリイミド類も提供される。これらのモノマーおよびオリゴマーは、上記の新規なジアミンを二無水物ならびに芳香族エチニルアミン、ナジン酸無水物、ベンゾンクロブテン、もしくは無水マレイン酸などの反応性末端封質用化合物と反応させることにより合成される。得られたイミドモノマ

一およびオリゴマーは、次いで付加反応により硬化させることができる。

さらに別の無機において、本発明により、ポリマー前駆物質の組成物、エポキシ樹脂硬化剤、マトリックス樹脂、複合材料、ラミネート、フィルム、繊維、接着剤、被質、フォトレジストおよび成形品が提供される。

以下、本発明をより詳細に説明する。

本免明のポリイミドは、下記一般式で示される 排造の反復基を有することを特徴とする。

(1) 
$$\left\{ N - Q - N < \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right\}$$

上記式中、nは反復落の数を意味し;Rは炭素数 4以上の4額有機蓋を意味し;Qは、

を意映し;そしてXは水素もしくはハロゲン、針

### **车施例**1

4.4'-ピス「2~(4-ブミノフェノキシフェニル) ヘキサフルオロイソプロピル リフェニルエーテルの合成

ステンレス側盤の樹圧容器に、(、(\*・ビス(2・ヒドロキシへキサフルオロイソプロピル) ジフェニルエーチル、フェノールおよびファ化水素を少なくとも1:2:10のモル比で強入し、撹拌しながら 108~170 での温度に24~36時間加熱することにより、4.4'ービス [2・(4・ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロイソプロピル] ジフェニルエーテルを合成する。ファ化水素を漂発させて除土した後、固体残液をエタノールに熔解し、活性炎の存在下に選流させて精製する。濾過した溶液から、融点が 179~180 での自色結晶性优深が得られる。

ましくは水器である。

好ましいQは下記摸造の描である。

本発明のポリイミドは、四カルボン酸をたはその誘導体 (例、ユステルもしくは二無水物) と、一般式:

で示されるジアミンとを反応させることにより製造される。アミノ基がフェニル環上でエーテル結合基に対してメタ位に位置している場合には、Xは水素である。アミノ基がパラ位に位置する場合には、Xは水素もしくはハロゲンのいずれでもよい。好ましいハロゲンは塩素である。好ましいジアミンは、下記譲渡の化合物である。

撹拌機、温度計、冷却器、および宣集ガスシー ル装置を備えた2000mlの丸腔フラスコに、ジメチ ルスルホキシド765 mlと、4,4'-ピス[2-(4-ヒドロキシフェエル) ヘキサフルオコイソプロピ ル] ジフェニルエーテル 200gとを入れる。この 混合物を容温で溶解させると褐色溶液になる。5 分間かけてナトリウムメトキシドの無水粉末 33. 75gを添加して、ニナトリウム塩を生成させる。 この混合物を温度を制御せずに約1時間撹拌する。 1ークロロー4ーニトロベンゼン 198gをジメチ ルスルホキシド250 miに溶解した溶液を約30分間 かけて添加する。得られた反応混合初を100 でに 加熱し、この温度に約20時間保持した後、飲命す る。次いで、反応溶液を40のビーカーに移す。 機神しながら、600 mlのメタノールを上記榕波に 摘下し、次に250 mlの落留水を積下して、結晶化 を促進させる。紆出した結晶を被別し、落留水で 洗浄し、60℃の観圧乾燥器で一晩乾湿する。生成 物として、不完全に乾燥した粗製のネ。イ゚ーピス

【2ー(4ーニトロフェニル) ヘキサフルオロイソ

## 特隔平1~167332(13)

プロピル]ジフェニルエーテル 315g が得られる。 容量2000m1の三角フラスコに上記組設度応生成物 315g とアセトン416 m1とを入れる。この混合物を加熱して粗製生成物を溶解させ、次いで清澈化処理する。得られた熱溶液にイソプロパノール700 m1を加える。この溶液を10でに冷却し、折出した沈澱を課剤し、イソプロパノールで洗浄する。乾燥後の生成物は、上記ジニトロ生成物190.6 g である。

500 m1のPARRビンに、酢酸エチル800 m1、上配ジニトロ化合物88 s、および 3 % Pa / 炭素強雄 5 sを入れる。このビンを富素でパージした後、水素化装置に入れる。その後、ピンを水素で 2 団パージする。接择下に、反応混合物を加熱し、約70 でに保持し、水素の吸収が停止するまで約 1 時間半の間約70 pm i (3.5 kg/cd)の水素加圧下に保持する。次いで、室温に放冷する。触媒を建去し、酢酸エチル20m1で洗浄する。次いで、確酸エチルを感染させると、シロップ状程生成物92.5g が残る。このシロップを175 m1のイソブロバノールに

溶解させる。得られた溶液に32%塩酸15gを摘下して、アミン塩酸塩を生成させる。この混合物を10℃に冷却し、折出した抗酸を譲割し、50m1のイソプロパノールで洗浄し、乾燥する。得られたアミン塩酸塩を次いで3000m1の薄留水に再スラリー化させ、50%水酸化ナトリウム約5gでpHを11に競技しなが6、スラリーを一発撹拌して、遊離ジアミンを生成させる。ジアミンを認別し、100m1の露習水で洗浄し、波圧乾燥等で乾燥する。生成物は、乾燥4.4°ービス「2ー(4ーアミノフェノキシフェニル)へキサフルオロイソフロピル」ジフェニルエーテル78.8g(ジニトロ化合物からの収率的90%)である。

Xがハロゲンであるジアミンは、上記方法において、1ークロロー4ーニトロペンゼンの代わりに、モル当量の 3.4ージハロニトロペンゼン (例、3.4ージクロロニトロペンゼン 129.9g) を使用することにより得ることができる。

上記一般式(4) のジアミンは、一般式:

で示される四カルボン酸もしくはエステル、また は一般式:

で示される二無水物(式中、Rは従来数4以上の4個有機基を意味し、R:は水素もしくは1個有機基を意味する)と反応させることができる。好ましいR基は、フェニレンもしくはナフタレン基などの労害解部分を含有し、またハロゲン、ヒドロキシ、低級(Ci~Ce)アルキル、もしくは低級(Ci~Ce)アルコキン基を含有していてもよい。好ましいR基は下記の群から選ばれたものである。

式中、Paは炭素ー炭素結合、-0-、-5-、

-0-(CE2-CE2-0)2-, -0-(CF2)2-0-,

$$-co-o - \left(\bigcirc -o\right)_{\overline{z}} co- - - \left(\stackrel{c}{\underset{i=1}{\overline{z}}} \bigcirc -o - \bigcirc - \stackrel{c}{\underset{i=1}{\overline{z}}} \stackrel{r_3}{\underset{i=1}{\overline{z}}} \bigcirc -o - \stackrel{c}{\underset{i=1}{\overline{z}}} \bigcirc -o - \stackrel{c}{\underset{i=1}{\overline{z}}} \stackrel{r_3}{\underset{i=1}{\overline{z}}} \bigcirc -o - \stackrel{c}{\underset{i=1}{\overline{z}}} \stackrel{$$

ただし、Paは炭素ー炭素結合、-S-、-SOz-、

1.4.5.8-ナフタレン四カルボン酸二無水物:

2.3.6.7ーナフタレン四カルボン設二無水物; 2.6ージクロロナフタレンー1.4.5.8ー四カルボ

2.7ージクロロナフタレンー1,4,5.8ー四カルボ

2,3,8,7ーチトラクロロナフタレンー1.4,5,8ー

3.3'.4.4'ージフェニル四カルボン酸二無水物:

2.2',5.3'-ジフェニル斑カルボン酸二無水物;

4.4'-ピス(3.4ージカルボキシフェノキシ) ジ

ビス(2,3-ジカルボキシフェニル) エーテル二無

4.4'ーピス(2.3ージカルボキシフェノキシ) ジフ

4.4'ーピス(3.4ージカルボキシフェノキシ) ジフ

ピス(3.4ージカルボキシフェニル) スルフィドニ

ン数二無水物:

ン酸二無水物;

四カルボン酸二無水物:

フェニル二無永物:

ェニルエーテル二器水物;

ェニルエーテル二無水物;

無水物:

-co-, -cm<sub>2</sub>-, -c<sub>2</sub>m<sub>4</sub>-, -c-, -c-, -c--ca<sub>2</sub> -cr<sub>3</sub>

8.は、ハロゲン、ヒドロキシ、低級( $C_1 \sim C_1$ ) アルキルまたは係級( $C_1 \sim C_2$ ) アルコキシ番であり: mは  $0 \sim 2$ 、好ましくはmは 0 であり: r は  $1 \sim 4$  であり: r は  $1 \sim 4$  であり: r は r もの:

本発明に使用するのに昇速な四カルボン酸二無 水物の例を次に判認する。

- 1,2,4,5-ベンゼン区カルボン酸二無水物:
- 1.2.5.4-ペンゼン四カルボン酸二無水物:
- 1.4-ピス(2,3-ジカルポキシフェノキシ) ベン ゼン二無水物;
- 1.8-ビス(3.4-ジカルボキシフェノキシ) ベン ゼン二級水物:
- 1,2,4,5-ナフタレン四カルボン酸二級水物:
- 1.2.5.6-テフタレン医カルボン酸二無水物:
- ピス(3,4ージカルボキシフェニル) メダン二無水
  - 1.1-ビス(2.3-ジカルボキシフェニル) エタン 二無水物:
  - 1.1-ビス(8.4-ジカルボキシフェニル) エタン 二無水物:
  - 1.2-ビス(3.4-ジカルボキシフェエル) エタン 二無水物:
- 2.2-ピス(2.3-ジカルボキシフェニル) プロパ ソ二級水物:
- 2.2-ビス(3.4-ジカルボキシフェニル) プロパン二無水物:
- 2.2-ビス【4-(2.3-ジカルボキシフェノキ
- シ) フェニル] プロバン二無水物;
- 2.2ーピス [ 4 ー(3.4ージカルポキシフェノキ
- シ)フェニル】プロパン二無水物:
- 4 (2,3-ジカルポキシフェノキシ) -4'-(3,4 -ジカルボキシフェノキシ) ジフェニル-2,2-プロパン二無水物;
- 2.2ービス〔4ー(3.4ージカルボキシフェノキシ

4, ピーピス(2,3ージカルボキシフェノキシ) ジフェニルスルフィド二無水物:

4.4° ーピス(3.4ージカルギキシフェノキシ) ジフェニルスルフィギニ無水数:

ビス(3,4ージカルボキシフェニル) スルホン二無 水物;

4.4'ーピス(2.3ージカルボキシフェノキシ) ジフェニルスルホン二編水物:

4,4'ービス(8,4ージカルポキシフェノキシ) ジフェニルスルホン二無水物;

3.3'.4,4'ーベンゾフェノン四カルボン酸二無水 物:

2.2'.3,3'ーベンゾフェノン四カルボン酸二無水物:

2,3,3',4'ーベンゾフェノン四カルボン酸二無水 物:

4,4'ービス(3,4ージカルポキシフェノキシ) ベン ゾフェノン二無水物;

ピス(2,3-ジカルポキシフェニル) メタン二無水 物:

+3,5-ジメチル)フェニル]プロパン二無水物: 1.2.3.4-ブタン四カルボン酸二無水物: 1,2,3,4-シクロペンタン四カルボン酸二無水物; 2.3.4.5-チオフェン四カルボン数二無水物: 2.3.4.5~ピロリジン四カルボン酸二無水物; 2,3,5,6-ピラジン四カルボン酸二無水物: 1.8.9.1g-フェナントレン四カルボン酸二無水物; 3,4,9,10ーペリレン因カルボン酸二無水物; 2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル) ヘキサ フルオロブロバン二無水物: 1.3-ピス(3.4-ジカルポキシフェニル) ヘキサ フルオロプロペン二級水物: 1.1-ビス(3.4-ジカルボキシフェニル) ー1-フェニルー2,2,2ートリフルオロエタン二無水物: 2,2ーピス [4-(3,4-ジカルボキシフェノキ シ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン二無水物; 1.1ービス [ 4 ~(3.4ージカルボキシフェノキ シ) フェニル] - 1 - フェニルー2,2,2-トリフ ルオロエタン二無水物:および 以上の混合物。

で 景される二無水物とから得られたものである。 12F-BAの二無水物は、次の方法で合成できる。

## 實施別2

4.4'-ビス〔2-(3.4-ジカルボキシフェニル) ヘキサフルオロイソアロビル〕ジフェニルエーテ ルニ無水動の合成

ステンレス鋼製反応器に4.4'ービス(2ーヒドロキシテー・ヘキサフルオロイソプロビル)ジフェニルエーチル、0-キシレンおよびフッ化水素を少なくとも1 : 2 : 10のモル比で装入する。反応器を密閉して反応機合物を 100~170 での減度で自生圧力下に24~96時間撹拌する。80℃でファ化水業を蒸発させた後、反応器の内容物を水に投入する。生成した有級層を分離し、塩化メテレンで

少なくとも2種類の好選な四カルボン酸もしく はその誘導体からなる混合物を上記一般式(4) で 示されるジアミンと反応させて、コポリイミドを 製造することもできる。

当業者であれば、ボリイミドの製造に対して、上に列記した二無水物化合物の四カルボン酸(テトラカルボン酸)または酸エステルを使用することは理解されよう。このような四カルボン酸もしくはその機準体は市販品を入手できるか、あるいは公知方法により合成することができる。例えば、Eeath らの米国特許第 3,847,887 号およびRousonの米国特許第 4,650,850号は、それぞれどス(エーテル無水物)の合成を示している。フッ素合有二無水物の製造については、Bordonの米国特許第 3,310.573号およびCritch(ey らの米国特許第 3,549,601号に開示されているので会報されたい。

好ましいポリイミドは上語構造式(5) で示されるジアミンと下記一般式:

**格釈し、塩化カルシウムにより乾燥する。溶媒を** 菰巻させた後、韓留する蝸牛散物をクロロホルム 中で衛性炭処理し、濾過して、再結晶する。生成 物の4.4'ーピス〔2~(3.4~ジメチルフェニル) ヘキサフルオロイソプロピル] ジフェニルエーテ ルの融点は 139~141 ℃である。こうして得られ たジフェニルエーテルを酢酸に溶解し、ガラス葉 耐圧緊要に入れる。Co(CAc)・・4R・0、Ma(OAc)・・ 4BeO、RBF および酢酸からなる溶液を触媒量で抵 加する。この反応混合物を7.5 bar の酸素圧力下 で186 でに昇進させる。約90でで発熱反応が始ま り、酸素の吸収が続こる。180 ℃に2時間加熱し て反応を終了させる。反応生成物を次いで、少量 のシュウ酸2水塩を酢酸に溶解した溶液で処理す る。混合物を道流温度に2時間加熱した後、溶液 を憶過する。酢酸と水を習去する。残渣に無水酢 敵を加え、溶液を120 でに 1 時間加熱する。臺灣 に冷却後、折出した結晶性生成物を単離し、酢酸 と無水酢酸との混合物で3回洗浄し、液圧乾燥し て、4.4'ーピス【2-(3.4ージカルポキシフェニ

ル) ヘキサフルオロイソプロピル] ジフェニルエーテル二無水物を得る。 融点 168~170 ℃。

本発明のポリイミドの好ましい製造方法は、まずジアミンと四カルボン酸もしくは誘尿体(例、二無水物)とを、有機得媒中で、好ましくは実質的に無水条件下に、少なくとも30%の対応するポリアミド酸を生成させるのに十分な温度および時間で反応させることによりポリアミド酸を製造し、次いでこのボリアミド酸をボリィミドに転化させることからなる方法である。ジアミンと二無水物との好速な反応条件は、いずれもRegersの米磁特件は、いずれもRegersの米磁特件は、いずれもRegersの米磁特件でいる。中間体のポリアミド酸は、エステル化によりポリアミドーエステルとすることもできる。ポリアミド酸/エステルは下記一般式で示される構造を有する。

れかの方法により目的とするポリイミドに転化させる:ポリアミド酸溶液をイミド化が実質的に充了するまで加熱する:またはポリアミド酸溶液を、触媒と共に、もしくは触媒を使用せずに、脱水剤と混合し、必要によりほうれた混合物をイミド化が実質的に発しては、カーメチルビロリドン(NHP) のような溶媒と溶媒との循体の生成を避けることができ、実質的に増してな皮膜を得るための溶媒の除去をより低温(256℃以下)で行うことができるという利点が得られる。ジグライムとの混合体積比は好ましくは約10:90~90:10、より好ましくは約40:60~60:40の観囲内である。

次の実施例は、本発明の例示である。

### <u> 集施 例 3</u>

冷却器、温度計、規律機および窒素ガスシール 装置を取りつけ、窒素パージされた250 alの反応 装置に、空常禁御気下で4.4'ーピス「2 - (4- ア 上記式中、nは反復差の数を意味し; Rは上に定 機した4 個有機差であり; R\*は水素もしくは1 個 有機差を意味し; Qは一般式(2) で示される 2 個 基を意味する。好ましくは、Qは(3) 式で示され る構造を有する。ボリアミド酸は、ボリィミドの 製造に有用であるほか、オレフィン性不飽和モノ エポキンドのような無遺合性もしくは光重合性化 合物とエステル化させることにより、フォトレジ スト組成物に有用なポリアミドーエステルを製造 することもできる。

このポリアミド酸/エステルを現化させて、ポリイミドを生成させるごともできる。ポリィミドへの転化は、上掲のResersの米国特許に記載されているように、熱処理、化学処理もしくはその両者により行うことができる。

ポリイミドの好道な製造方法は、ジアミンと二無水物とを、エーブテロラクトン(BL5) 溶媒中あるいはBL0 とジグライムのような別の溶媒との混合機構中で反応させる方法である。得られた生成物はポリアミド酸であり、これを次いで次のいず

ミノフェノキシフェニル) ヘキチフルオロイソナ ロビル】ジフェニルエーテル(以下、"128-004" と時紀)16.72g(0.02モル)を、落留したN-メ チルピロリドン(NMP) 50gと共に装入する。この 混合物を撹拌すると透明な溶液になる。得られた 遊明な微淡黄色溶液に、撹拌を続けながら、4.4\* ービス【2ー(3,4ージカルボキシブェニル) ヘキ サフルオロイソプロピル] ジフェニルエーテルニ 無水物 (以下、\*12F-DA"と略記) 15.24 g (0.02 モル】を凝加する。反応遺合物にNAP 78gを加え た後、宣温で一晩撹拌する。得られたポリアミン 酸は、ジメチルアセトアミド(DNAc)中、25でにお いて6.5 8/産漢度で拠定して0.60歳/4の対数数度 数を示す。このポリアミン酸溶液 140gに無水酔 職 36.00gおよび3-ピコリン3.60gを緩加する。 反応複合物を重温で約6時間撹拌し、生成した水 リイミドをメタノール中で析出させ、誰通により 単離し、別のメタノールで洗浄し、85℃の液圧乾 **爆器で一晩乾燥する。この生成物は、アセトン、** BH4c、ジグライム、MEK 、NAP 、INF 、クロロホ

ルム、BLO の各溶媒に可溶である。

BLO /ジグライムの体積比50/50の混合溶媒に前記ポリイミドを固形分20重量光で含有する溶液からフィルムを調製し、350 でまでの段階加熱により硬化させる。微微質色透明、可視性、自立性の強靭なフィルムが得られる。そのガラス転移温度(Tg) は示差定意熱量法(DSC) で測定して222 でであり、5 重量光減量温度は熱重量分析法(TGA)で調定して527 でである。引張強度は、重温で約11.800 psiである。引張弾性率は変温で約284 Kai、映断点件びは重温で約9%、極限散素指数は46である。ヒューレット・バッカード自動化ネットワーク・アナライザーにより8~12 GHzの周波数範囲について変温で測定した例電率は2.45である。

#### 寒族例 4

冷却器、温度計、撹拌機および窒素ガスシール 装置を取りつけ、質素パージされた250 mlの反応 装置に、窒素雰囲気下で4.4° − ピス {2 − (4 − 7 ミノフェノキシフェニル) ヘキサフルオロイソプ

に前記ボリイミドを関形分15重量%で含有する溶液から、フィルムを調製し、350 でまでの段階加熱により硬化させる。微淡黄色透明、可挽性、自立性の強靭なフィルムが得られる。そのガラス転移温度(Tg)は、未差起変熱量後(DSC) で測定して226 でであり、5重量%減量温度は熱量量分析法(TGe) で測定して525 でである。引張強度は、金組で約11,100 paiである。引張強度は、金組で約11,100 paiである。引張強性率は変温で約12,00 paiである。引張強度な変温で約12,00 paiである。とエーレット・パッカード自動化ネットワーク・アナライザーにより8~12 G社の高数数距回について変温で測定した時電率は、2,46である。

### <u> 実施例 5 ~ 8</u>

実施例 8 に記載の方法に従って、12F-QDA ジアミンを下記の二無水物と反応させることにより、ボリイミドを调製する:

1,2,4,5ーベンゼン四カルボン酸二無水物(PMBA)、
3,3',4,4'ージフェエル四カルボン酸二無水物
(BPDA)、

ロビル] ジフェニルエーテル (127-60A) 12.54g (0.015モル) を、腐留したNーメチルピロリドン (MRP) 40g と共に強入する。この混合物を抗搾す ると透明な溶液になる。得られた溶液に、撹拌を 続けながら、2,2"ーピス(3,4ージカルボキシフェ ニル)ペキサフルオロプロパン二無水物(以下、 "8P-DA" と時記)6.66g(0.015モル) を添加する。 反応混合物にHMP 36.8gを加えた後、主温で一晩 推律する。得られたポリアミン酸は、ジメチルア セトアミド(DNAc)中、25℃において8.5 g/砂罐座 で側定して0.62位/gの対数粘度数を示す。このポ リアミン酸溶液85gに無水酢酸22gおよび3ービ コリン 2.2gを添加する。反応混合物を査温で約 6時間撹拌し、生成したポリイミドをメタノール 中で祈出させ、諫遅により単離し、別のメタノー ルで統律し、85℃の減圧乾燥器で一般飲過する。 この生成物は、アセトン、BHAc、ジグライム、ME K 、 MMP 、THY 、クロロホルム、BLC の各線媒に 可違である。

BLO /ジグライムの体積比で50/50の混合溶媒

3,3',4,4'ーペンゾフェノン四カルボン酸二無水物(BTDA)、および

ビス(3,{ージカルボキシフェニル) エーテル二無 水物(GDPA)。

得られたポリイミドの特性を次の第1妻に示す。

#### 第1座

実施例施	5	. 6	7	8
二無太物	PNDA	BPDA	BTDS	ODPA
12-0DA/二無水物比 (smole/emole)	20/20	20/20	20/20	15/15
対数粘度数 (ポリアミゾ 酸)(44/g, 25℃, DHAc中)	9.93	0.77	0.72	0.88
対数務度数 (ポリイミド (d/g, 25℃. DMAc中)		0.66	0.82	0.71
ガラス転移温度(で)	260	240	227	242
空気中Swt\$被量温度的	520	520	530	520
宣温引張強度 (pzi)	7800	15500	11860	12000
室灣引張學性學 (Kai)	240	330	350	330
腹断点律び (%)	15.2	9.8	6.5	7,7

これらのポリイミドは、Nーメチルビロリドン(MMF)、ジメチルアセトアミド(DNAc)、ジメチルアセトアミド(DNAc)、ジグライ

ム、メチルエチルケトン(MRR)、テトラヒドロフラン(TRF)、アセトン、クロコホルム、ブチロラクトン(BLC)、ジメチルスルホキシド(DNS)、ジメチルホルムフミド(DNF) などの溶線に良好な溶解性を示す。

本発明のポリイミドはまた、複合体およびラミネート製造用のワニス組成物もしくはマトリックス制脂として使用することもできる。ワニス組成物およびマトリックス制脂は、ガラスもしくは石質クロス、あるいは黒酸もしくはホウ素機能に含濃させて、レードーム、印刷回路基板、放射性廃棄物容器、ターピン羽根、航空宇宙用構造部品、ましくは高温性能、不燃性および優れた電気特性を必要とするその他の構造部品の製造に使用することもできる。

本発明のポリアミドは、下記構造の反復券を有 することを特徴とする。

式中、nは反復基の数を意味し;Yは2値有機基を意味し;Qは(2)式で示される2価基を意味する。好ましくは、Qは(3)式で示される構造を有する。

本発明のポリアミドは、ジカルボン酸の酸塩化 物を(4)式で示されるジアミンと反応させること 配合して高速研削低石庫の製造にも使用できる。

本発明のポリイミドはフィルム状に放逐することができ、得られたフィルムは電線およびケーブル被覆材料、モータースロット・ライナー、可能性印刷回路基板などとして有用である。本発明のポリイミドはアルミニウムもしくは二酸化ケイ素などの基板上の皮膜として使用することもできる。本発明のポリイミドはまた、電磁ワイヤー用の高温被覆、各種電子部品用の提強被覆、ガラス、金温被覆、各種電子部品用の提強被覆、財際軽性被履、および散揺電子部品製造に使用するためのフォトレジスト被覆を製造するのにも使用することができる。

本発明のボリイミドはさらに、航空宇宙用精造 材料もしくは電気国路の接合用の高温接着剤の開 進、銀もしくは金などの厚電性充塡材を配合した 場合には微調電子部品の製造に有用な厚電性接着 剤の製造、あるいはガラス、金属もしくはプラス チック基件の接着剤の製造にも使用することがで まる。

により製造される。この反応に使用するジカルボ ン酸は次の一般式で示されるものである。

上記式中、Xは水素またはハロゲンであり; Yは 2 個有機器、好ましくは芳香族部位を含有する2 個有機器を意味する。好ましくは、Yは下記の群から選ばれた基である。

式中、Raは炭素一炭素結合、-0-、-s-、

$$-so_{2^{-}}, -co_{-}, -(ce_{2})_{x^{-}}, -ce_{-}, -(ce_{2})_{x^{-}}, -ce_{-}, -(ce_{2})_{x^{-}}, -ce_{-}, -ce$$

-0-(CR2-CH2-0)x-, -0-(CF2)x-0-,

ただし、Raは後常一炭素結合、一Sー、一SO:--。

R.はハロゲン、ヒドロキシ、保線 (G,~Co) アルキルもしくは低級 (C,~Co) アルコキシ基を意味 し; mは0~4、好ましくはmは0であり; rは 1~4; sは1~5; uは0~6、好ましくはu は0である。

本発明のポリアミドの製造方法に使用するのに 通したジカルボン酸の例を次に列配する。

チルイソフタル酸:5-プロモイソフタル酸:5
-クロロイソフタル酸:5-フルオロイソフタル酸:2.2-ピス(4-カルボキシフェエル) ヘキサフルオロプロバン:2.2-ピス [4-(4-カルボキシフェノキシ) フェエル] ヘキサフルオロプロパン:1.1-ピス [4-(4-カルボキシフェノキシ) フェエル] -1-フェニル-2.2.2 -トリフルオロエタン:およびこれらの混合物。

2種以上のジカルボン酸の混合物を (4)式のジアミンと反応させてコポリアミド製造することもできる。

好ましいポリアミドは、(5)式で示されるジアミンと 2.2-ピス(4ーカルボキシフェニル) ヘキサフルオロプロペンまたは次式で示されるジカルボン酸の酸塩化物とから製造されるものである。

39000 
$$-\bigcirc$$
  $c_{k_3}$   $-\bigcirc$   $-\bigcirc$   $c_{k_3}$   $-\bigcirc$   $-\bigcirc$   $c_{k_3}$ 

(12P-DCA)

2.2ービス(4ーカルボキシフェニル) ヘキサフ

フタル酸:イソフタル酸:テレフタル酸;ピフェ ニルー3.3'ージカルボン酸:ピフェニルー4.4'ー ジカルポン酸:ピス(3-カルボキシフェニル) メ タン:ビス(4ーカルボキシフェニル) メタン: 2,2-ピス(3-カルボキシフェニル)プロペン; 2.2ービス(4ーカルボキシフェニル) プロパン: ナフタレンー2,6ージカルポン酸;ピス(3ーカル ポキシフェニル) エーテル;ビス(4ーカルポキシ フェニル) エーテル ; ピス(3ーカルポキシフェニ ル) スルフィド・ピス(4ーカルボキシフェニル) スルフィド; ピス(8ーカルボキシフェニル) スル ホン:ピス(4ーカルボキシフェニル) スルホン: 1.4-シクロヘキサンジカルボン酸、ペンタンニ 酸:ヘキサン二酸:1.4ーフェニレンジエタン 酸: 2.4ーフランジカルボン酸; 1.4ーピス(4ー カルボキシフェノキシ) フェニレン; 1.1ービス (4ーカルボキシフェニル) -1-フェニルー2.2. 2 ートリフルオロエタン:ビス(4ーカルボキシフ ェニル) メチルホスファン・オキシド:44'ージ カルポキシテトラフェニルシラン; 5 ー tertーブ

ルオロプロパンおよびその対応する二酸塩化物の 合成は、Keolekの米圏特許第 3,328,352号に記載 されている。

12F-DC8 は次の実施例に述べる方法で製造する ことができる。

### 實施假 9

4.4\*-ビス「2-(4-カルボキシフェニル) へキ サフルオロイソプロビル ] ジフェニルエーテルの 合成

清浄な乾いたステンレス類製オートクレーブに、4・4\*ービス(2ーヒドロキシヘキサフルオロイソブロビル) ジフェニルエーテル、トルエンおよびファ化水素を少なくとも1:2:10のモル比で装入した後、密閉し、190~170 での温度で24~96時間加熱する。次いで、オートクレーブを80ででガス扱きし、ファ化水素を蒸発させる。室道に冷却後、塩化メチレンを添加し、反応提合物を水に投入する。有機層を分離し、水で2回洗浄し、塩化カルシウムにより数燥する。溶媒を密去し、残造をエタノールから再結晶すると、4・4\*ービス[2

ー(4-メチルフェニル) ヘキサフルオロイソプロ ピル] ジフェニルエーテルが得られる。離点89~ 90℃。

この4.4'ーピス [2-(4-メチルフェニル) へキサフルオロイソプロピル] ジフェニルエーテルを酢酸に溶解する。Co(0&c) x・48 x 0、 Hn(0&c) x・48 x 0、 Hn(0&c) x・48 x 0 を酢酸に溶解する。Co(0&c) x・48 x 0、 Hn(0&c) x・4 x 2 を酢酸に溶解して頂製した触媒を次いで抵加する。反応は、ガラス製剤圧容器内で混合物を6.5 bar の酸素圧力下で180 でまで昇温させることにより行う。酸素の吸収が終了した後、反応容器の内容物を露留装置に取り出し、酢酸を留去する。残渣を室温に冷却し、析出した結晶性生成物を漏斗型減速装置で消集する。酢酸および水で数固洗浄した後、得られた4.4'ーピス [2ー(4ーカルボキシフェニル) ヘキサフルオロイソプロピル] ジフェニルエーテルを減圧乾燥する。 融点 238~240 で。

酸塩化物の合成は、4.4'ーピス [2-(4-カル ボキンフェニル) ヘキサフルオロイソプロピル] ジフェニルエーテルの塩化チオニル中のスラリー

リウム1.06g、および塩化ベンジルトリエチルアンモニウム 6.1gを入れる。ブレンダの内容物を5分間急速撹拌する。塩化イソフタロイル 1.015g(0.005モル)をテトラヒドロフラン22.5mlに溶解した溶液を3分間で添加する。エマルションが生成し、これを10分間撹拌する。その後、300mlの水を添加してポリマーを折出させる。この混合物をさらに10分間撹拌した後、ブフナー編斗で濾過し、水洗し、90~100℃で一晩減圧乾燥する。ポリマーの対数粘度数は、ジメチルアセトアミド中(0.5%、25℃)で0.76位/gであり、そのガラス伝移温度(1g)は221である。

### **享施例11~17**

実施例 9 に記載の方法に従って、12F-00A ジアミン0.005 モルを下記のジカルボン酸塩化物を反応させることにより、第 2 変に示したポリアミドを製造する。

に数滴のジメチルホルムアミドを添加することにより行う。この混合物を塩化水素の発生が止まるまで運流加熱する。過剰の塩化チオニルを蒸発験去する。トルエンを添加して、残留する塩化チオニルを習去する。将謀を蒸発させ、縛られた粗生成物をカーへキサンから再結晶させる。得られた酸塩化物の融点は 145~146 ℃である。

本発明のポリアミドは、界面もしくは将列賞合法により、128-0DA のようなジアミンを酸塩化物と低温(190℃以下) で反応させることによっても軽適することができる。これらの方法は、Megatの米国特許第 2.831,834号およびKwelekの米国特許第 3,063,966号に詳述されている。

以下の実施例も本発明の例示である。特に指定 しない限り、実施例に報告した対数粘度数は、ジ メチルアセトアミド中25℃、0.5 g/cd 機度で制定 したものである。

#### **実施例10**

ブレンダに水37.5ml、テトラヒドロフラン37.5ml、12F-0DA 4.18g(0.005モル) 、炭酸水素ナト

#### 第2多

	<u>97-4-78</u>		
実施例 	ジカルボン盤	贴度数	ガラス 転移温 度 (C)
11	2.2ービス(4ークロロカルボニ ルフェニル) ヘキサフルオロア ロバン (0.005 モル)	0.98	240
	4.4' - ピス [2 + (4 - クロロカ ルボニルフェニル) ヘキサフル オロイソプロピル] ジフェニル エーテル (0.905 モル)	0.27	191
13	オキシジフタロイルクロリド (0.005モル)		
	1.4ーピス (4ークロロカルボニ ルフェノキシ) ベンゼン(0.005:	きル)	
15	ナフタレンー2.6 ージカルボニ クロリド (0.005 モル)	rlo	
	イソフタロイルクロリド(0.0025 モル) + テレフタロイルクロリ (0.0025 モル)		
17	テレフタロイルクロリド(0,005:	そル)	

本発明のポリアミドは、フィルムおよび繊維の成形に特に有用である。このポリアミドはまた、 被履および強料組成物にも有用である。本発明の ポリアミドはガラス転移温度温度が低く、ジメチ ルアセトアミド、Nーメチルピロリギン、メチルエチルケトン、テトラヒドロフラン、ブチロラクトンなどの溶媒に高い溶解度を示す。この特性の組合せにより、このポリアミドの溶液からのフィルム液域もしくは乾式効果が非常に容易となり、得られたフィルムもしくは複雑を比較的低温で延伸して配向させることが可能となる。

本発明によりまた、新規なコポリアミド、コポリアミド酸/エスチル、およびコポリイミドも提供される。これらのコポリマーは、ジカルボン酸もしくはこれらの誘導体を、(4) 式で示される少なくとも1種のジアミンと、 一般式:

### (11) $H_{\pm}N - A - NH_{\pm}$

(式中、Aは、好ましくは芳香族部分を含有する、 2 価有機基を意味する) で示される少なくとも 1 の混合物 種のジアミンと反応させることにより得られる。 好ましい A基は、下記の群から選ばれるものである。

R.は、ハロゲン、ヒドロキシ、価級( $G_1 \sim C_0$ ) アルキルまたは低級( $C_1 \sim C_0$ ) アルコキシ帯であり; mは  $0 \sim 4$ 、好ましくは 0 であり; s は  $1 \sim 5$  であり; u は  $0 \sim 8$ 、好ましくは 0 である。

本発明に使用するのに好道なジアミンの例を次に列記する。

m-フェエレンジアミン: p-フェエレンジアミン: 1.3-ピス(4-アミノフェエル) プロバン: 2.2-ピス(4-アミノフェエル) プロバン: 4.4'
ージアミノージフェニルメタン: 1.2-ピス(4-アミノフェエル) エタン: 1.1-ピス(4-アミノフェエル) エタン: 2.2'-ジアミノージエエルス

上記式中、8.1位炭素-炭素結合、~0-、-5-、

$$-so_{2^{+}}, -co-, -(cst_{2})_{2^{+}}, -cs-, -(cs_{2})_{2^{+}}, -cr_{3} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} & cs_{3} \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{c} cs_{3} & cs_{3} \\ -cs_{3} \\ -cs$$

-0-(CH2-CH2-0);-, -0-(CF2);-0-,

$$-\infty$$
  $-0$   $-\left(\bigcirc -0\right)^{\frac{1}{2}}$   $-0$   $-\left(\bigcirc -0\right)^{\frac{1}{2}}$   $-0$   $-\left(\bigcirc -0\right)^{\frac{1}{2}}$   $-0$   $-\left(\bigcirc -0\right)$   $-\left(\bigcirc -0\right)$ 

ド:2.4'ージアミノージフェニルスルフィド:ビ ス(8ーアミノフェニル) スルホン;ヒス(4ーアミ ノフェニル)スルホン:4.4′ージアミノージベン ジルスルホキシド;ビス(4ーアミノフェニル) ユ ーテル:ビス(3ーアミノフェニル) エーテル:ビ ス(4ーアミノフェエル) ジエチルシラン:ビス(4 ーアミノフェニル) ジフェニルシラン:ピス(4ー フミノフェニル) エチルホスフィンオキシド (ピ ス(4~アミノフェニル) フェニルホスフィンオキ シド:ビス(4ーアミノフェニル) ーNーフェニル アミン:ビス(4ーアミノフェニル) ~N-メチル アミン: 1.2-ジアミノーナフタレン: 1.5-ジ プミノーナフタレン: I.6ージアミノーナフタレ ン: 1.7~ジアミノーナフタレン: 1.8-ジアミ ノーナフタレン; 2.3ージアミノーナフタレン; 2.8-ジアミノーナフタレン: 1.4-ジアミノー 2ーメチルーナフタレン: 1.5ージアミノー2ー メチルニナフタレン; 1.3ージアミノー2ーフェ・ ニルーナフタレン:4.4'ージアミノッピフェニ ル:3.3' ージアミノービフェニル:3.3' ージァロ

ロー4.4'ージアミノーピフェニル:3.3'ージメチ ルー4.4'ージアミノーピフェニル:3.4'ージメチ ルー3',4ージアミノーピフェニル:3,3'ージメト キシーもじージアミノーピフェニル : 4.4'ーピス (4ーアミノフェノキシ) ーピフェニル: 2.4ージ アミノートルエン; 2.5ージアミノートルエン; 2.8-ジアミノートルエン: 3.5-ジアミノート ルエン: 1.3ージアミノー2.5 ージクロローベン ゼン: 1.4-ジアミノー2.5 -ジクロローベンゼ ン:1ーメトキシー2.4 ージアミノーペンゼン: 1.4ージアミノー2ーメトキシー5ーメチルーベ ンゼン: 1,4-ジアミノー2,8,5,6 ーテトラメチ ルーベンゼン: 1,4ービス(2ーメチルー4ーアミ ノーペンチル)ーペンゼン; 1.4ーピス(1.1ージ メテルー5ーアミノーペンチル)-ペソゼン: 1. 4ーピス(4ーアミノフェノキシ) ベンゼン: a. キ シリレンジアミン: m-キシリレンジアミン: p-キ シリレンジアミン:3.3'ージアミノーベンゾフェ ノン:4.4'ージアミノーペンプフェノン: 2.6-ジアミノーピリジン: 3.5ージアミノーピリジ

ン: 1.3-ジアミノーアダマンタン: 3.3'-ジア ミノー1.1'ージアグマンタン:ピス(4ーアミノー シクロヘキシル) メタン: 1.5-ジアミノーベン タン: 1,6ージアミノーヘキサン: 1,7ージアミ ノーヘプタン; 1.8ージアミノーオクタン; 1.9 ージアミノーノナン:1.10ージアミノーデカン: 1.7-ジアミノー3-メチルーへプタン: 1,7-ジアミノー4.4 ージメチルーへアタン:2.11ージ アミノードデカン; 1.3-ピス(3-アミノブロボ キシ) エタン: 1.3-ジアミノー2.2 ージメチル プロパン: 1.6ージアミノー3ーメトキシヘキサ ン: 1.6-ジアミノー2.5 ージメチルーヘキサ ン: 1.7-ジアミノー2,5 ージメチルーヘブタ ン: 1.9ージアミノー5ーメチルーノナン: 1.4 ージアミノーシクロヘキサン: 2.5ージアミノー 1.3.4 -オキサジアゾール: N-(3-アミノフェ ニル) ~4ーアミノペンズアミド: 4~アミノフ ェニルー3ーアミノベンゾエート: 2,2-ビス(4 ニアミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン・ 2. 2-ビス(3-アミノフェニル) ヘキサフルオロブ

ロパン; 2,2~ビス [ 4 - (4-アミノフェノキシ) フェエル] ヘキサフルオロプロパン; 2,2~ビス [ 4 - (2-クロロー4-アミノフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン; 1,1-ビス (4-アミノフェニル) ー1-ビス [ 4-(4-アミノフェニル) フュニル] ー1-ビス [ 4-(4-アミノフェノキシ) フュニル] ー1-ビス (3-アミノフェニル) ブター1-エンー3-イン; 1,3-ビス(3-アミノフェニル) ベキサフルオロプロパン; 1,5-ビス(3-アミノフェニル) デカフルオロペンタン; ならびにこれらの温合物。

好ましくは、(4) 式のジアミンと(11)式のジアミンとのモル比は、約10:90ないし約99:1、より好ましくは約50:50ないし約99:1の範囲内とする。

本発明のコポリマーの製造には、(6) 式および
(7) 式のチトラカルボン酸および誘導体、ならび
に(10)式のジカルボン酸が好適である。得られた
コポリイミドおよびコポリアミドは、それぞれボ

リイミドおよびポリアミドについて上に述べた用 逸に有用である。

本発明によれば、新規なモノマー、オリゴマー、プレポリマー、およびこれらから得られた対応する付加型ポリイミドも提供される。本発明のモノマー、オリゴマーおよびアレポリマーは、(4) 式のジアミンと(6) 式もしくは(7) 式のテトラカルボン酸もしくは誘導体との前駆体権合生成物に、ビニル芳書族無水物、ナジン酸(nadic acid) もしくはその無水物もしくは酸エステルなどの誘導体、無水マレイン酸、芳香族エチニルアミン、またはベンゾシクロプテンアミンといった反応性未喚封鎖用化合物を反応させることにより得られる。

得られたモノマー、オリゴマーおよびプレポリマーは、接着網組成物、被覆組成物、ラミネートノワニス組成物、ならびに複合マトリックス樹脂組成物に有用である。これらを付加重合反応により反応させると、被覆、ラミネートおよび複合材料に有用な付加型ポリイミドが得られる。

付加型ポリイミドプレポリマーの一例は、下記 構造を有することを特徴とするものである。

(12) 
$$R_* - Q = N = 0$$
 $C = R = 0$ 
 $C = R = 0$ 
 $R_* = Q = R$ 

上記式中、 n は 0 ~ 4 であり: R は上述した 4 値 有機器を意味し: Q は (2) 式で示される 2 価基を 意味し: B。 は、

であり; ただし、 f。 は水素、ハロゲン (好ましくはフッ素) 、もしくは低級 (Ci~Ci) アルキル基 (好ましくはメチル基) を意味し;

$$R_c \bowtie H_aC = C - Z - ; Z \bowtie - (CH_a)_c - ;$$

できる。あるいは、ジアミンを、二無水物と未焼 封鎖剤との混合物と反応させてもよい。ジアミン と二無水物とのモル比は、中間生成物の末端に、 この生成物を未満封鎖剤と反応させるために十分 な末端アミノ基を与えるような比率としなければ ならない。一般に、ジアミン:二無水物のモル比 は、約2:1ないし約4:3の範囲内となろう。 好ましい二無水物は GP-DA二無水物、12F-DA二無 水物、BIDA二無水物、ODPA二無水物、および 2.2 ービス〔4 - (3,4-ジカルボキシフェノキシ)フ ュニル]ヘキサフルオロブロバン二無水物である。 ピスマレイミドプレポリマーおよび福当する付 加型ポリイミドの製造は、Sreen らの米国特許第 4,173,700号に一般的に示されている。本発明の ピスマレイミドは下記規道を有することを特徴と する.

R. は水素であり、 R. は水素であり、 n は 0 も しくは 1 であり、 t は 0 もしくは 1 である。

好ましくは 9。は下記構造の基である。

一般的に、この種のアレボリマーは、2個のカルボキシル差が互いに隣接疑素原子に結合しているジカルボン酸、または酸エステルもしくは無水物などのその誘導体を、(4) 式のジアミンと、もしくは(4) 式のジアミンと(6) 式もしくは(7) 式の四カルボン酸もしくは誘導体との縮合性成物と反応させることにより、製造することができる。好ましい実施封鎖用化合物は、ビニル置換オルトフタル酸無水物、ナジン酸無水物、およびマレイン酸無水物である。

二無水物をポリマー主観に入れたい場合には、 ジアミンをまず二無水物と縮合させ、次いでこの 中間縮合生成物に末端封額剤を反応させることが

式中、nは0~4であり、R、Qおよび R。は上記と同じ意味の基である。好ましくは、Qは(3)式の構造を有し、 R。は水素もしくはフッ葉であり、nは0もしくは1である。好ましい未婚封鎖対は無水マレイン設むよび無水ジフルオロマレイン酸である。

ビスナジミド(bissadinide) プレポリマーおよび相当する付加型ポリイミドの製造は、Hyman の米国特許第 3.528.950号に徴説されている。本発明のビスナジミドプレポリマーは下記構造を有することを特徴とする。

式中、nは0~4であり、R、Q、 R、、および
R、は上記と同じ意味の基である。好ましくは、
Qは(3) 式の構造を有し、 R、は水乗もしくはメ
チルであり、 R、は水乗であり、 nは0 もしくは
1 である。好ましい末端封鎖剤は、5~ノルボル

ネンー2.3 ージカルボン酸無水物である。

ナジン酸化合物を使用した付加型ポリイミドお よびポリイミドプレプレグの別の製造方法が、St. Clair の米国特許第 4.233,258号、St. Clair 6 の米属特許第 4.281,102号、およびJohnstonらの 「ニエステルー二酸からのポリイミド形成の機械 前検討」と慰する論文 [j. of Polym. Sci., Par t A. Felymer Chemistry, Vol. 25, pp. 2175-21 83(1987)〕に樹米されている。この方法による と、ジアミン、ナジン酸エステル、および醤カル ボン酸二酸-二エステルをメタノールもしくはエ タノールのような低級アルキルアルコールに溶解 させる。ナジン酸エステルおよび四カルボン酸二 数~二エステルは、化学量論量の無水ナジン酸却 よび四カルボン酸二無水物を、エタノールのよう な過剰のアルコールと共に遺流させることにより 調製することができる。得られた溶液を塗置に冷 却した後、ジアミンを添加する。次いで、得られ た均質な混合物を使用して、繊維をアンアレダ化 する。重合は2工程で進行させる。第一工程は、

# イミド化を生じさせるための加熱(120~230 で) であり、それにより限られた連抜伸長が越こり、 低分子量のノルボルネンで来渡封鎖されたオリゴ マーが生成する。第二工程では、このノルポルネ ン末嶋封鎮基をより高温(275~325 で) への加熱 により架構させる。この最終反応は揮発性物質の 発生を伴わずに起こるので、高品質のポイドのな い複合材料を製作することができる。この種の反 応系で使用される溶媒は、遺常はメタノールおよ びエタノールであった。しかし、この反応系にお いて溶媒としてプロピレングリコールメチルエー テル (PGNE) を使用することが有利であることが 判明した。PGMBを使用すると、メタノールおよび エクノールといった後端の取扱いおよび廃業に停 うある種の環境面での危険が避けられる。溶媒と してPGHSを使用した場合、モノマー反応成分は約 50重量%までの確度で溶解させることができる。

次の実施例は、本発明によるプレポリマーおよび付加型ポリイミドの製造例を例示する。

#### **実施例18**

横神機を取りつけ、蜜素芽園気下に保持した四ツロフラスコに、12F-0DA 8.36g(0.01 モル)、無水ヤレイン酸2.1573g(0.022モル)、トルエン90ml、およびDHF 10mlを入れる。1時間の撹拌後、無水酢酸 6.6gと酢酸ナトリウム 0.5gを添加し、混合物をさらに1時間撹拌する。次いで、この提合物を50でに8時間加熱する。その後、尿応生成物を水水中で折出させ、練別し、水で酸間洗浄し、90での域圧乾燥器で一晩乾燥する。得られたビスマレイミド型生成物は黄色粉末であり、これは溶験後には透明で清査なフレークになる。融点は95で(DSC吸熱)、硬化温度は310で(DSC発熱ビーク)である。これは、アセトン、酢酸エチル、NHP、TBF、NBS およびBLO に可換である。

職解受熱温度と現化発熱温度の差が大多いことから、この種のボリマーは加工温度の幅が広いという利点がある。

次いで、得られたビスマレイミド物質 1.6gを 3.0 mlのSMP に接觸する。得られた溶液をガラス

板に塗布して均一なフィルムを得る。ガラス板をエアーオープンでまず90℃で [ 時間、次に270 ℃で [ 時間乾燥して、熔煤を除去し、モノマーを硬化させる。や中酢いコハク色のフィルムが得られる。 章温でNBX 溶媒中に [ 時間浸漬した場合、皮膜特性は全く変化せず、減量も認められない。

#### 宴推到18

冷却器、進度計および撹拌機を取りつけ、産業パージされた三ツロフラスコに、金素雰囲気下で129-094 4.18g(0.005モル) と悪智したNHP 10gとを入れる。この複合物を撹拌して透明な熔板を得る。撹拌を続けながら、cls-5ーノルボルネンーendo-2.3ージカルボン酸無水物 (純度97%) (以下、無水ナジン酸という) 1.693g(0.01 モル) を添加する。次いで、NHP 13.5gを加え、混合物を重温で一晩撹拌する。得られたジアミン酸の DHAc 中、0.5g/超浸度で25℃で満定した対数粘度数は0.124/gである。

このジアミン酸溶液20gに、無水酔液7.07gと 3ーピコリン 0.7gとを添加する。反応複合物を 室温で約 6.時間撹拌する。生成したビスナジミドをメタノール中で折出させ、濾過により単離し、 別のメタノールで洗浄し、8.5℃の減圧乾燥器で一 晩乾燥する。この生成物はアセトン、DHAC、ジグ ライム、MEK、NMP、TRF、クロロホルムおよび BLO の各溶媒に可容である。

上で得たナジン酸末端物質 1.0gをMIP 3.0 sl に溶解する。得られた溶液をガラス板に塗布して 均一なフィルムを得る。塗布されたガラス板をエ アーオーブンでまず90℃で1時間、次に270 ℃で 1時間乾燥して、溶媒を除去し、モノマーを硬化 させる。こうして得られたフィルムは酸く、均一 ではない。空温でMEX 溶媒に1時間浸漬した場合、 波量は認められない。

### 實施概20

冷却器、温度計および撹拌機を取りつけ、宣素 パージされた三ツロフラスコに、宣素雰囲気下で 12P-0DA 8.35g(G.01 モル)と MMP 20gとを入れ る。この返合物を撹拌して透明な溶液を得る。 遺 拌を続けながら、 12P-DA 3.81g(0.805モル)を

上記式中、 n は 1 ~ 5 、好ましくは 1 もしくは 2 であり: R および Q は前記と高じ意味であり:

であり;  $R_{L}$  は H 式 た は  $R_{L}$  、 好 表 し く は H も し く は  $-C_{L}R_{L}$  で あり;  $R_{L}$  は H 、  $-0-C_{L}R_{L}$  、 好 ま し く は H で あり; W は  $-0-C_{L}R_{L}$  、 好 ま し く は H で あり; W は  $-0-C_{L}R_{L}$  、  $-C_{L}R_{L}$  で あり、  $-C_{L}R_{L}$  、  $-C_{L}R_{L}$   $-C_{L}R_{L}$   $-C_{L}R_{L}$ 

この種のアレポリマーを製造するには、まず、(4) 式のジアミンを(6) 式もしくは(7) 式の四カルボン酸もしくは誘導体と反応させて、末端に無水物、二酸、もしくは酸ーエステル器を持つ中間体化合物を生成させる。このような中間体を得るには、二無水物をモル過剰量で使用すればよい。一般に、二無水物・ジアミンのモル比は2・1ないしょ・3の範囲内となろう。得られた中間体を次いて未締封強用フミンと反応させる。好ましい

添加する。次いで、やはり撹拌を続けながら、無水ナジン酸 1.893 g を添加する。NMP 24.45 g を加えた後、反応混合物を重温で一張撹拌する。得られたナジン酸末端ポリアミン酸の対数粘度数は、DNAc 中、0.5 g/成満度で25℃で測定して、0.2 dd/gである。

このボリアミン酸溶液65gに無水酢酸16.72g と3ーピコリン 1.672gとを添加する。反応複合 物を重温で約 6 時間撹拌する。生成したナジン酸 束備オリゴマーをメタノール中で折出させ、濾過 により単離し、別のメタノールで洗浄し、85℃の 塊圧乾燥器で一晩乾燥する。この最終生成物はア セトン、DMAC、ジグライム、MEK、MRP、TEF、 クロロホルムおよびBLO の各熔紙に可容である。

頭の種類の付加型ポリイミドプレポリマーは、 下記構造を有することを特徴とする。

(15) 
$$R_{g} = N \begin{cases} R & R \\ R & R \end{cases} = \begin{cases} R & R \\ R & R \end{cases} = \begin{cases} R & R \\ R & R \end{cases}$$

二無水物は GF-04二無水物、12F-04二無水物、81 DA二無水物、00PA二無水物、および 2.2ーピス [ 4 - (3.4-ジカルポキシフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン二無水物である。

好ましい末端封額用アミンは、4ーアミノベン ゾシクロブテン、アミノアリールアセチレン、お よびフェニルアセチレンアリールアミンである。

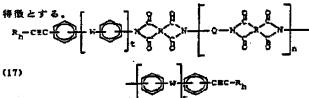
ビスペンゾシクロプテン酸機イミドオリゴマーおよび相当する付加型ボリイミドの製造は、Tan およびArneidの「ポリマー合成におけるペンゾシ クロプテン [ , ビスペンプシクロプテン芳香族イ ミドの単独重合による耐高温性熱変化性樹脂の生 成」と魅する論文 [ J. Polym. Sci., Vol. , p

本発明のベンゾシクロプテン酸数イミドオリゴ マーは下記録達を有することを特徴とする。

上記式中、nは1~5であり;RおよびQは前担と何じ意味である。好ましくは、Qは(3) 式の構造のものであり、nは1もしくは2である。

アセチレン来鳴イミドオリゴマーおよび相当する付加型ポリイミドの製造は、Bilom らの米国特許第 4.276.407号をよび「優れた神解性をよび係 数点を有するアセチレン来職イミドオリゴマー」 と離するPCT 公別公報 NO 81/81293号に一般的に 数明されている。

本発明のアセチレンおよびフェニルアセチレン 末端イミドオリゴマーは下記構造を育することを



上記式中、 n は 1 ~ 5 であり; t は 0 ~ 4 であり; R、 Q、 8. および W は前記と 関じ意味である。 好ましくは、 Q は (3) 式の特達のものであり、 n は 1 もしくは 2 であり、 t は 0 である。

を50 でで30分間加熱した後、4 ーアミノベンゾシクロブチン0.0225モルをRMP 10mlにとかした溶液を一度に加える。次いで、トルエン75mlを添加し、反応混合物を、ディーン・スタータトラップを用いて水を除去しながら12時間湿液加熱する(温度約 143℃)。温和な減圧下で溶媒を留去する。残違をエタノールを使用して折出させる。得られた生成物であるベンゾシクロブテン末端オリゴマー物質をエタノールで数固洗浄し、90℃の減圧乾燥器で一晩乾燥する。

#### 實施例22

横枠機を取りつけた三ツロフラスコに、68-BA 9.99 g (0.0225 モル) をNHP 75mlにとかした溶液を入れ、この溶液を50℃で窒素雰囲気下に保持しながら、129-0DA 9.4468 g (0.0113 モル) をNHP 50mlにとかした溶液を滴下する。フラスコ内容物を50℃で30分間加熱した後、3ープミノフェニルアセチレン3.6325 g (0.0225 モル) をNHP 10mlにとかした溶液を一度に加える。次いで、トルエン 75mlを添加し、反応混合物を、ディーン・スター

未端アセチレンもしくはフェニルアセチレニル 基を有する好道な来換封鎖用アミンは、下記構造 を有するものである。

式中、 t は 0 ~ 4 、好ましくは 0 であり、 Rs および W は前紀と同じ意味である。 好ましいアセチレンアミンは 3 - アミノフェエルアセチレンであり、 好ましいフェニルアセチレにルアミンは 1 - アミノ - 3 - フェエルアセチレニルベンゼンである。

次の実施例は、本発明のイミドオリゴマーおよび付加型ポリイミドを例示するものである。

#### 享許到21

撹拌機を取りつけた三ツロフラスコに、6P-DA 9.99g(6.0225 モル) をMMP 75miにとかした溶液を入れ、この溶液を50でで窒素雰囲気下に保持しながら、12F-ODA 9.4468g(0.0113 モル) をMMP 50mlにとかした溶液を摘下する。フラスコ内容物

クトラップを用いて水を除去しながら12時間選浪 加熱する〈温度約 143℃〉。温和な減圧下で熔線 を留去する。残留する褐色油状残渣をエタノール を使用して折出させる。褐色の生成物が得られ、 これをエタノールで数固洗浄し、98℃の減圧乾燥 器で一碗飲焼する。

得られたアセチレン末端オリゴマーは融点が約82℃(DSC吸熱) の褐色粉末である。これはアセトン、酢酸エチル、MHP、THP、NBK および840 に可得である。硬化温度は335 ℃(DSC発熱ビーク)であり、硬化糖園は約250~350 でである。

DSC 吸熱温度とBSC 最熱温度の差が大きい (82~335 ℃) ことから、この種のポリマーは加工温度の幅が広いという利点がある。

本発明はまた、(17) 式で示されるアセチレンも しくはフェニルアセチレン末端オリゴマーに他の 公知のアセチレンもしくはフェニルアセチレン末 端モノマーもしくはオリゴマーを反応させること により得られるコポリマーも提供する。例えば、 Bilew らの米国特許額 4,190,138号および額 4.2 76.407号に各種のアセチレン末端オリゴマーが記載されている。米国特許第 4,100.138号はまた、アセチレン末端ポリイミドオリゴマーとジエチニルベンゼンとの共宜合についても記載している。末端フェニルエチエル基を有するアリールエーテル化合物は、Reinhardt らの米国特許第 4.515.1 31号に記載されている。

本発明はさらに、米国特許第3.342,774 号、同 第3.356.648 号、同第3.424.718 号、同第3.649。 801 号、両第3.928,913 号、同第3.959,356 号、 同第4.111.906 号、同第4,477.648 号、间第4.58 5,101 号、同第4.595.548 号、同第4,603.061 号、 および同第4.612.361 号に記載のものなどの公知 のポリイミドもしくはコポリイミド、または(1) 式で示されるポリイミド、またはこれらの混合物 からなる成分(A) と:(12)、(13)、(14)、(15)、 (16)または(17)式で示される付加型ポリイミドモ ノマー、オリゴマーまたはアレボリマーからなる 成分(B) との組成物も提供する。別の腹様におい て、本発明は、成分(A) が(1) 式で示されるポリ イミドであり、成分(8) が米理特許第4、173、700 号、同類3、528、950 号、同第4、233、258 号、同第4、281、102 号、同第4、276、407 号、同第4、675、37 0 号、7ca およびArnoldの上掲の論文、PC1 公務公額 10 81/01293号に記載のものなどの公知の付加型ポリイミドモノマー、オリゴマーもしくはプレポリマーである組成物を提供する。これらの組成物は、フィルム、複合材料の製造に、およびマトリックス措置として有用である。この組成物を硬化させる場合、成分(8) の材料が重合すると、相互質温型(taterpenetrating)網目構造もしくはは相互質温型(taterpenetrating)網目構造もしくはは相互質温型(taterpenetrating)網目構造もしくはは相互質温型(taterpenetrating)網目構造してはなか分(A)のポリマー分子をその網目標造の中に物理的に結合する。

好ましくは、成分(A) と(5) との合計重量に基づいて、成分(A) は約90~10重量%。より好ましくは約80~20重量%の範囲内の量で組成物中に存在させる。好ましくは、成分(A) と(B) との合計重量に基づいて、成分(B) は約10~90重量%、より好ましくは約20~80重量%の範囲内の量で超成

物中に存在させる。

以下の実施例は、本発明の例示である。

### <u>実施研23</u>

へキスト・セラニーズ社から市販のポリイミド 根脂であるSFXBF-44(登録商権、6F-DA 二無水物と6F-44 ジアミンとから製造されたポリイミド)
1.0 g、および実施例18に記載の方法に従って類似したピスマレイミド 1.9gを NRP 10.0 mlに溶解して組成物を顕著する。この溶液をガラス板に登録して組成物を顕著する。この溶液をがきれたガラスでで1時間転爆して、残留する溶媒を存発されたガラスでで1時間転爆して、残留する溶媒を存発される。 監測性で増一なコハク色のフィルムが得られる。 監測で おり ではこの 物質量の 66%を保持する。

#### 実施例24

ヘキスト・セラニーズ社から市販のポリイミド 機能であるSIXEP-44 (登録商標、6F-DA 二無水物 と6F-44 ジアミンとから製造されたポリイミド) 1.0 g、および実施例19に記載の方法に従って顕 製したピスナジミド I.0 gを MBP 10.0 miに溶解 して組成物を顕製する。この溶液をガラス板に塗 宿して均一なフィルムを得る。塗布されたガラス 板をエアーオーブンでまず96でで1時間、次いで 270 でで1時間乾燥して、残留する溶媒を蒸発さ せ、ピスナジミドモノマーを集構させる。可提性 で均一なコハク色のフィルムが得られる。重温で で均一なコハク色のフィルムが得られる。重温で の初期重量の61%を保持する。

#### **主施例25**

へキスト・セラニーズ社から市販のボリイミド 樹脂であるSINBF-44〈登録商標、6F-DA 二無水物 と6F-44 ジアミンとから製造されたボリイミド) 1.0 gと、実施例22に記載の方法に使って調整したアセチレン未増オリゴマー 1.0gを NMP 10.0 m1に溶解して組成物を調製する。この溶液をガラス板に塗布して均一なフィルムを得る。塗布されたガラス板をエアーオープンでまず90でで1時間、次に270 でで1時間乾燥して、残害する溶媒を落 発させ、アセチレン末端オリゴマーを架構させる。 可挠性で均一なフィルムが得られる。俳優NEE 裕 株に!時間提復した場合、認めうるほどの被量は 観察されない。

本発明はさらに、多官総性エポキシ樹脂の硬化 剤として有用なピス (アミノーイミド) 化合物も 提供する。本発明のピス (アミノーイミド) 化合 物は下記憶造を有することを特徴とする。

(19) 
$$H_{*}N - Q = \begin{bmatrix} N & 0 & 0 \\ C & R & C \\ C & C & C \end{bmatrix} N + Q = \begin{bmatrix} N & H & 0 \\ C & R & C \\ C & C & C \end{bmatrix}$$

上記式中、nは1~5であり、RおよびQは前記と同じ意味である。好ましくは、nは「もしくは2であり、Qは(3) 式で示される構造のものである。

本発明のピス(アミノーイミド) 化合物は、Se rafiniらの米国特許第 4.244.857号に記載の方法 などの公知方法により製造することができる。その製造は、(4) 式のジアミンを (6) もしくは(7)

ミン、(19)式のピス (アミノーイミド) 化合物、 もしくはこれらの混合物のいずれでもよい。

本発明の組成物に使用する多官能性エポキシ樹 腹は広く知られており、また各種文献にも記載さ れている材料であって、これ以上の説明は要しな いであろう。

エポキシ樹脂: 便化剤の重量比は、約10:80ないし約90:10、より好ましくは約20:80ないし約80:20の範囲内が好ましい。

エボキシ樹脂と硬化剤との組成物は、炭素、ホウ素およびガラスなどの繊維の含液に使用することができ、また粒子状充填材により充填して、両性能繊維強化ブラスチック物品もしくは多様な成形品の製造に使用される充填エボキシ樹脂とすることもできる。エボキシ樹脂組成物およびこれを使用した成形品の製造は、上語のSerafiniらの米固特許 4.244.857号、およびB.A. Scolaの「ピスイミドアミンおよびピスイミドアミン硬化エボキシ樹脂の合成および特性」と超する論文 [Polyger Composites, Vol. 4, No. 3, ps. 154-161

式の四カルボン徴もしくは誘導体と反応させることにより行うことが好都合である。ジアミン:二 無水物のモル比は約2:1ないし約4:3の範囲 内が好ましい。

下記の実施例は、本発明のピス(アミノーイミ F)化会物の製造を例示する。

#### **実施例26**

12F-00a ジアミン18.4g(0.022モル)をNMP 50 gにとかした溶液に、宣素雰囲気下で連続的に撹拌しながら、6F-04 二無水物4.44g(0.01 モル)をNMP 25gにとかした溶液を重温で調下する。摘下終了後、溶液を重温で資素雰囲気下に 2 時間撹拌する。この溶液を吹いて 2 時間選流加熱する。冷却後、溶液を需習水300 m1に激しく撹拌しながら投入する。析出した沈酸を違烈し、水焼し、85 ての減圧乾燥器で一碗乾燥すると、目的とするビスアミノイミドが得られる。

本発明はさらにエポキシ樹脂組成物も提供する。 このエポキシ樹脂組成物は、多官健性エポキシ樹脂と硬化剤とからなる。硬化剤は、(4) 式のジア

(1983年7月)] に記載されている、この組成物は接着剤として使用することもできる。

次の実施例は本発明の例示である。

#### **塞施例27**

12P-0DA ジアミン10.1 g を860 熔減10 g にとかした溶液を、変温でピスフェノールスジエボキシド (Interes 510) 10 g と機合する。この混合物を2枚のガラス板上に流延してフィルムを形成する。一方の試験片は90℃で3時間加熱する。得られたフィルムは半硬質で、完全には硬化していない。残りの試験片は110 ℃で3時間加熱する。得られたフィルムは黄色で、完全に硬化している。

### <u>実施例28</u>

12F-0DA ジアマン15.28をBLO 物法10g にとかした溶液を、重温でピスフェノールAジェポキシド (Interez 510) 10 gと混合する。この混合物を2枚のガラス級上に流延してフィルムを形成する。一方の試験片は90℃で3時間加熱する。得られたフィルムは半硬質で、完全には現化していない。残りの試験片は110 ℃で2時間加熱する。得

られたフィルムは黄色で、完全に硬化している。 実施例29

実施例26で調整したビス (アミノーイミド) 化合物16 8 をBLO 複媒10 8 にとかした溶液を、室温でピスフェノールムジェボキシド (Interes 510) 10 8 と混合する。この混合物をガラス板上に流延し、110 でに3時間加熱すると、硬化フィルムが終めれる。

本発明の溶剤可溶性ポリイミド樹脂およびそのポリアミン酸前駆物質は、感光性組成物の製造に使用することもできる。この組成物を常法により処理すると、熱安定性のあるレリーフパターンが得られる。この感光性組成物は、光重合性ワニスもしくは保護層(不動態化上速り皮膜など)、微報電子回路の平面化(pianarlsation)層、多層ハイブリッド回路用の絶縁層、ならびにシリコンチップ、ポリマーフィルムおよび金属板などの基板レリーフ構造を与えるフォトレジストなどの多くの分野に使用することができる。本発明の感光性組成物は、熱安定性および光安定

性が高く、機械的特性に優れ、絶縁性の高い重合体層もしくはレリーフ構造を与える。印刷版などの別の用途においては、本発明の光重合性組成物の強靭な機械的性質により、長時間の印刷作業を行うことのできる印刷版を形成する手段が与えられる。

1 機様において、本発明の懲光性組成物は、本 発明の溶剤可溶性ポリイミドと、光重合開始剤と、 少なくとも2 個の末端エチレン性不飽和差を含有 する光重合性化合物との混合物からなる。

好遊な光量合性材料は、少なくとも2個の末端 エチレン性不飽和基を含有し、遊雕基開始型の遠 飯成長付加量合により高分子量ポリマーを形成す ることのできる、付加重合性、非ガス状(普通の 大気圧での沸点が100 で以上)のエチレン性不飽 和化合物である。このような化合物を例示すると、 テトラエチレングリコールジメタクリレート、エ チレングリコールジメタクリレート、トリメチロー ルプロパントリメタクリレート、ポリエチレングリ ルプロパントリアクリレート、ポリエチレングリ

コール (200) もしくは(808) ジアクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、ベンタエリスリトールテトラアクリレート、ベンタエリスリトールトリアクリレート、 1.6 - ヘキサンジオールジメタクリレート、 ジベンタエリスリトールモンドロキシベンクアクリレート、 トリアロピングリコールジンタクリレート、 トリス(2-ヒドロキシエチル) イソシアヌレート、 トリメチルアクリレート、 グリセロールジアクリレート、 グリセロールドリアクリレート、 グリセロールジアクリレート、 グリセロールドリアクリレート、 グリセロールドリアクリレート、 グリセロールドリアクリレート、 グリセロールドリアクリレート、 グリセロールドリアクリレート、 グリセロールジアクリレート、 グリセロールドリアクリレート、 グリセロールドリアクリレート、 ヘキサメチレンジアミン、 ジアクリルアミドおよびこれらの混合物が無ばるれる

本発明の実施に使用するのに通した光重合開始 剤は、米国特許第 4,464,457: 4,465,758:および 4,619,998号に開示されている。放射線、特に個 性線により活性化することのできる大多数の物質 を、本発明の混合物において重合開始剤として使 用することができる。具体例としては、ベンディ

ンおよびその誘導体、トリクロロメチルーェート リアジン、 1,3ーピストリクロロメチルーを一(p ーピフェニル) トリアジンー2,4.6 、 1,3ーピス トリクロロメチルー5ー(ロースチルペニル) トリ アジンー2.4.6 、アクリジン誘導体、例えば、9 ーフェニルアクリジン、3-p-メトキシフェニ ルアクリジン、9ーアセチルアミノアクリジン台 よびペンゾ(1) ーアクリジンがある。他の例は、 フェナジン講導体、例えば、9,10ージメチルベン ゾ(0)フェナジンおよび10ーメトキシベンゾ(0)フェ ナジン、キノキサリン誘導体、例えば、 6.4'.4" ートリメトキシー2.3 ージフェニル牛ノキサリン およびむいむ ージメトキシー2.3 ージフェニルー 5~アザキノキサリンである。本発明において、 光開始剤は一般に混合物中の不揮発性成分の合計 量に対して0.01~20重量%、好ましくは6.05~18 重量%の量で使用する。

本発明にかかる混合物は、一般に不揮発性のエ チレン不飽和モノマー成分およびボリイミド成分 の合計量に基づいて、搾剤可復性のボリイミド20 ~90重量%、好ましくは30~80重量%と、重合性化合物80~10重量%、好ましくは70~20重量%とを合有する。

この混合物は、その他の復用の成分として、重 合隔始剤、酸素掃去剤、水素供与剤、懲光性関節 剤、染料、解料、可類剤、および熱管性化気精剤 を含有することもできる。

本発明の組成物は、光重合中に大気中の酸素の 作用から変質的に隔離することが一般に有利であ る。この組成物を薄い模写着の形態で使用する場 合には、酸素透過性の低い過当なカバーフィルム をこの層の上に設けることが性製される。

本発明に使用するのに適したロイコ塩基のトリアリールメタン系験料には、クリスタルパイオレット、ピクトリアブルーBR、ピクトリアピュアブルーBOR、メテルパイオレット、およびフシランパイオレットSが挙げられる。

本発明の組成物が感受性を示す好選な活性級は、 重合の開始に十分なエネルギーを持った任意の電 総線である。可複~数外線、X線および電子線が 特に好通である。可視および紫外領域のレーザ光 級も使用できる。短波長可視および近紫外線が好 ましい。

本発明の感光性組成物は溶板状で使用でき、この溶液は、ローラ塗布、浸漬、暖霧、旋回およびスピンコーティングなどの任意の慣用の塗布方法で基体に塗布することができる。これはまた、Ce leste の米国特許第 3.469.982号に記載の方法により乾燥フィルムとし、この形態で使用することもできる。

好適な基体としては、シリコン、アルミニウム、 ガラス、高分子組脂板およびフィルム、二酸化ケ イ素、ドープした二酸化ケイ素窒化物、タンタル、 構、ポリシリコーンセラミックス、およびアルミ ニウム/固温合物が挙げられる。

好道な協布用溶媒としては、Nーメチルピロリドン、ジメチルホルムアミド、rープチロラクトン、アセトン、ジグライム、テトラヒドロフラン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、および

これらの混合物が挙げられる。露光後の感光性組成物を、任意の適当な有機溶剤(例、ァーブチロラクトン、トルエン、プロピレングリコールメチルエーチル/トルエン、Nーメチルピロリギン/トルエン、アセトン/水混合物など)により環像することができる。

以下の実施例は、本発明の感光性組成物を例示する。

### **宝牌册30**

実施例3の溶剤可溶性ポリイミドを使用して、 感光性組成物を開墾する。

#### 感光性組成物の組成

実施機3のポリイミド 4.0 g ペンタエリスリトールトリアクリレート 1.5 g 1.3 ーピストリクロロメチルー5~(pー

スチルベニル〉トリアジン-2.4.6 0.1 g 築料 0.03 g ジグライム/BLO (50/50) 16.0 c

得られた感光性組成物を加圧下に維通し、陽極 酸化されたアルミニウム板にローラ塗布する。塗 布されたアルミニウム版を80でで3分離予値続付してレジストフィルムを得る。このフィルムに次いでポリビニルアルコール保護簿(10%水溶液)を上塗りし、90でで2分間予備続付する。得られたフィルムに次いで解複様のパターンを有するフォトマスクを、フィルムとフォトマスクが密着するように乗せる。フィルムの露光を、Addalex 真空ブリンタ(2KM、 光重合体用ランプ/広波長域紫外線)を使用して、300 秒の照射時間範囲で行う。照射後、皮膜をまず熱水ですすいでよりビニルアルコールの上塗り層を除去し、次いで体積であり、100 人能とトルエン1 部との混合溶液で現像し、100 人能とトルエン1 部との混合溶液の

他の現象剤としては、トルエン/NMP (9:1)、 およびアセトン/水(7:3) がある。

### 赛施到31

実施例4の増削可容性ポリイミドを使用して、 実施例30の方法に従って感光性組成物を調製し、 処理する。

## 悪光性組成物の組成

実施例4のポリイミド

2.0 g

ペンタエリスリトールトリアクリレート 0.4g

スチルベニル)トリアジンー2.4.6 0.38

ジグライム/BLG (50/50)

15.0 g

前記実施例30および31で使用した完全にイミド化されたボリマーに代えて、本発明のボリイミドの前駆物質であるボリアミン酸を使用して、同様の処理法を繰り返すこともできる。ただし、画像の現像後に、 275~350 ℃で 0.5~3時間の続付を行うことによりフィルムをボリイミドに転換させる。

以上の実施例では、本発明のポリマーをネガ形成性のレジストとして使用する例を示した。しかし、本発明のポリマーは、米面特許第 4,093,461 号に記載の方法を利用して、ポジ面像形成性組成物の製造に使用することもできる。その場合には、ポリアミン酸前駆物質を感光性オルトキノンもしくはナフトキノンジアジドと混合し、常法により処理して、ポジ型レリーフ構造を得る。

### 第1頁の続き

砂発 明 者

ロイトクマール・エイ

チ・ヴォラ

②発 明 者 リユデイガー・ジエ

イ・エルケル

アメリカ合衆国ロードアイランド州、ウエスト・ワーウイ ツク、オーク・リツジ・ドライブ20

ドイツ連邦共和国6233フイシュバツハ、アン・デル・ドル

ンヘツク5